# BEST AVAILABLE COPY

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-081939

(43)Date of publication of application: 22.03.2002

(51)Int.CI.

G01C 19/56 G01P 9/04

(21)Application number: 2000-402395

(71)Applicant :

MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

28.12.2000

(72)Inventor:

**MOCHIDA YOICHI** 

(30)Priority

Priority number : 2000207128

Priority date : 07.07.2000

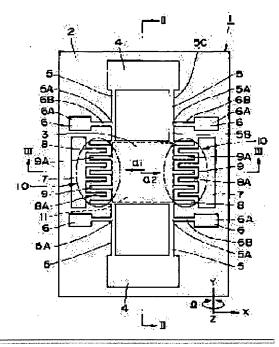
Priority country : JP

### (54) EXTERNAL FORCE MEASURING APPARATUS

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To support a support beam for connecting mass parts at an appropriate position to prevent a vibration of the mass part from conducting to a board and raise the detection accuracy to improve the reliability.

SOLUTION: A central mass part 3 and a pair of outside mass parts 4, 4 are connected through a support beam 5 replaceably in an X-axis direction. During actuating of an angular velocity sensor 1, a vibration generating means 10 vibrates the mass parts 3, 4 approximately in the opposite phase mutually to the X axis direction. When an angular velocity **a** around a Y axis is added in this condition, the displacements of the mass parts 3, 4 shifting in a Z-axis direction are detected as the angular velocity **a**. Fixtures 6 on a board 2 support nodes 5A of the beam 5 corresponding to nodes of the mass parts 3, 4 vibrating mutually in the opposite phase, thereby suppressing the vibrations of the mass parts 3, 4 from conducting to the board 2.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

22.07.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3589182

[Date of registration]

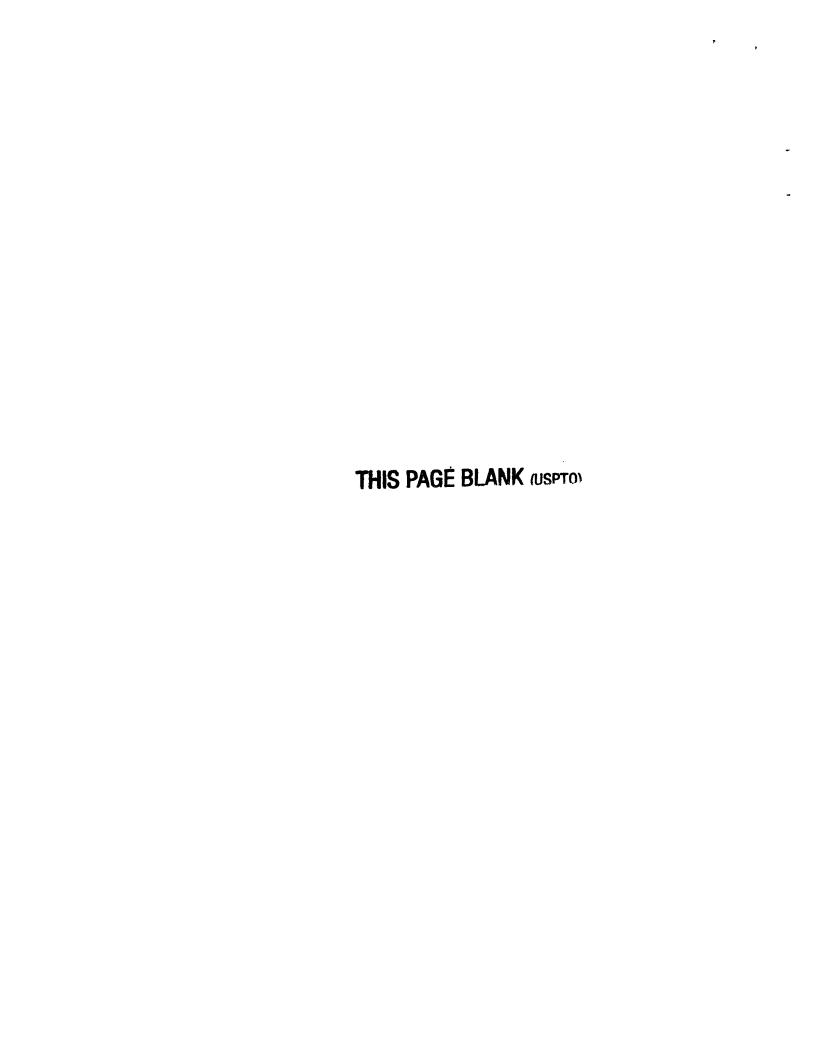
27.08.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office



인용말명1:한국공개특허 세2002-/165호(2002.01.26) 1무.

특 2002-0007165

# (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. 7

S. Baran

(11) 공개번호 특2002-0007165

(43) 공개일자 2002년 01월 26일

(21) 출원번호	1.D-2D01-0D403B9:
(22), 출원일자:	2001년 07월 06일
(30) 무선권주장	JP-P-2000-00207128 2000년07월07일 일본(JP)
	JP-P-2000-00402395 2000년 12월28일 일본(JP)
(71), 출원인	가부시키가이사 우리타 세이사쿠쇼 우라타 야스타카
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	일본국 교토후 나기오카교사 덴진 2초메 26방 10고
(72) 발명자	모치다요미치
	일본국교토 회 가기오카교시덴진2초메26방10고가부시키가이사무라타세미사쿠쇼
(74) 대리인.	සිසි <b>ලි, ග්</b> රීම්
실사경구 : 있음	

### ያ የ

중앙 골량부와 한쌍의 외촉 질량부를 지지함에 의하여 X축안함으로 변위가능하게 연결한다. 각속도 센서의 자동시에는 진동발생기에 의하여 질량부를 X축방향에 대하여 처로 개의 역위상으로 진동시킨다. 이 상태에서 V축에 핀한 각속도 요가 가해질 때에는, 질량부가 Z축방향으로 변위할 때의 변위량을 각속도 요로 서 검출한다. 또한, 기판상에 청성된 고정부는 질량부가 서로 역위상으로 진동할 때의 노드에 대응하는 자지함의 노드를 지지함으로써, 질량부의 진동이 기판에 전해지는 것을 억제한다.

### DHS

### <u>£</u>1.

### 42101

각속도 센서, 외력 측정장치

### SMA

### 全型型 四日老 监督

- 도 1은 본 발명의 제 1 실시형태에 따른 각속도 센서를 나타낸 평면도미다.
- '도 '2는 '도 1의' 회살표 II=#를 따른 각속도(선생의 단면도이다.
- 도 3은 도 1의 화살표 III-III를 따른 각속도 센서의 단면도이다.
- 도 4는 중앙 질량부와 외쪽 질량부가 역위상으로 진통하는 상태를 나타낸 평면도이다.
- 도 5는 본 발명의 제 2.실시형태에 따른 각속도 엔서를 나타낸 평면도이다.
- 도 6은 도 5의 화살표 시-씨를 따른 각속도 센서의 단면도이다.
- 도 7은 본 발명의 제 3 실시형태에 따른 각속도 센서를 나타낸 평면도이다.
- 도 6은 중앙 질량부와 프레잉형상 질량부가 외촉 질량부에 대하여 역위상으로 진동하는 상태를 나타낸 각 속도 센서의 요부 확대도이다.
- 도 9는 본 발명의 제 1 살시형태에 따른 각속도 센서를 도 8과 동일 위치에서 본 요부 확대도이다.
- 도 10은 본 발명의 제 5 실시형태에 따른 각속도 센서를 나타낸 평면도이다.
- 도 II은 도 10의 화살표 X I X I 를 따른 각속도 센서의 단면도이다.
- 도 12는 중앙 질량부와 외촉 질량부가 각속도에 의하여 서로 역방향으로 변위되는 상태를 나타낸 평면도 이다.
- 도 13은 도 12의 각속도 센서를 모식적으로 나타낸 설명도이다.
- 도 14는 본 발명의 제 6 실시형태에 따른 외력 센서를 나타낸 평면도이다.
- 도 15는 외력 센서의 일부를 나타낸 부분 확대도이다.

도 16은 외력 센서에 접속된 외력 연산부를 나타낸 구성도이다.

도 17은 외력 센서의 중앙 질량부와 외촉 질량부가 각속도에 의하며 서로 역방향으로 변위되는 상태를 모 식적으로 나타낸 설명도이다.

도 18은 본 발명의 제 3 실시형태의 변형예를 나타낸 각속도 센서의 요부 확대도이다.

(도면의 주요 부분에 있머시의 부호의 설명)

- 1., 21., 41. 71: 각속도 센사
- 2, 22, 42, 72, 102: 기판
- .3, 23, 43, 73, 103: 중앙 질량부(제 1 질량부)
- 4, 24, 44, 74, 75, 104, 105: 외측 질량부(제 2 질량부)
- 5, 25, 46; 76, 108: 对지범
- 5A, 25A, 46A, 76A, 108A; 上三
- 6, 27, 49, 61, 79, 112: 고정부
- 7, 28, 50, 80, 113: 구동전국용: 지지부
- 8, 29, 51, B1, 114: 고정축 구동전국
- 84, 94, 294, 304, 334, 344, 514, 524, 554, 564, 814, 824, 854, 858, 864, 868, 874, 884,

189A, 80A, 174A, 175A, 178A, 179A, 120A, 121A, 122A, 123A, 124A, 125A는 전국판(전국부)

- 9, 30, 52, 82, 115: 기동록 구동전국
- 10, 3], 53, 83, 116: 진동발생부(진동발생기)
- 11, 33, 55, 85, 86, 118, 119, 120, 121: 고정측 검출전국
- 12, 34, 56, 87, 88, 89, 90, 122, 123, 124, 125: 기통촉 검출전국
- 13, 35, 57, 91, 92: 각속도 검출부(외력 검출기)
- 26, 48, 77, 78, 109, 110: 질량부 지지빔
- 32, 54, B4, 117: 검출전국용 지지부
- 45, 406, 107, 프레임형상 질량부(제 3, 제 4 질량부)
- 47, 111: 면결부
- 101: 외력 센서
- 126, 127, 128, 129: 변위량 검출부
- 130: 외력 검출부(외력 검출기)
- 131, 132, 133, 134: 기산 증폭기(외력 면산부)
- 135, 136: 차동 증폭기(외력 연산부)

### 설명의 상세를 설명

### 보명의 무적

# 발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 중계기술

본 발명은 예를 들면 각속도, 가속도 등의 외력을 검출하는데 바람직하게 사용되는 외력 측정장치에 관한 것이다.

일반적으로, 외력 측정장치로서는, 기판과, 상기 기판상에 지지범을 통하며, 직교하는 2방향으로 변위가 능하게 지지된 질량부와, 상기 질량부를 상기 2방향중에서 한 방향으로 기판과 평행한 진동 방향으로 진 동시키는 진동발생수단과, 상기 질량부가 상기 진동방향에 수직인 검출방향으로 변위할 때의 질량부의 변 위량을 검출하는 각속도 검출수단을 포함하는 각속도 센서가 알려져 있다(예를 들면, 일본국 특허공개 평 5-31/2578호 공보).

미러한 제 1 증래기술에 따른 각속도 센서에서는, 기판에 대하여 평행한 X축 및 Y축방향증에서 예를 틀면 X축방향으로 질량부를 소정의 진폭으로 진동시킨다. 이 상태에서 2축에 관한 각속도가 기해지면, 질량부 에는 코리올리험미 작용하여, 질량부가 Y축방향으로 변위된다. 따라서, 각속도 검출수단은 미 질량부의 변위량을 정전용량 등의 변화로서 검출함으로써, 각속도에 상응한 검출신호를 출력한다.

이 경우, 질량부는 기판에 형성된 지지밤에 의하여 X축방향 등으로 변위(진동)가능하게 지지되어 있다. 이 지지밤은 기단속이 기판에 고정되고, 그 선단속이 질량부에 연결된다. 각속도 센서의 작동시에는, 지 지밤이 편향됨으로써 질량부가 X축방향으로 진동한다.

예를 들면, 일본국 특허공개 평?-218268호 공보에 기재된 제 2 증래기술에서는, 음차(tuning fork)라 불

리우는 각속도 센서를 사용한다. 기판상에 배치한 한쌍의 질량부를 서로 역위상으로 진동시킨다. 질량부로부터 지지범을 통하여 기판에 전해지는 진동을 한쌍의 질량부에 의하여 상색한다.

이 경우, 한쌍의 질량부를 지지하는 지지함은 각 질량부를 기판에 대하여 1분위에서 지지할 수 있도록 복 수의 절곡부를 갖는 복잡한 형상을 갖는다. 게다가, 지지밤의 선단촉이 분기하여 각 질량부에 연결되어 있다.

### 堂曾01 01年卫对·司士 기술적 强利

상출한 제 1 증래기술에서는, 질량부가 지지빔을 통하여 기판에 연결되며 있다. 따라서, 질량부가 기판상 에서 진동할 때에는, 그 진동이 지지빔을 통하여 기판촉에 전해지가 쉽다.

이 때문에, 각속도 센서의 작동시에는, 진동 에너지가 기판혹에 누설되어, 질량부의 진폭 및 진동속도가 감소하고, 각속도에 의한 코리올리힘이 작아진다. 그 결과, 검출감도가 불만점하게 될 수가 있다. 또한, 기판혹에 진동이 전해지면, 각속도가 질량부에 기해지고 있지 않음에도 불구하고, 질량부는 기판의 전동 에 의하며 검출방향으로 진동할 수가 있다. 따라서, 각속도의 검출값에 오차가 생기기 쉬워지며, 신뢰성 이 저하한다는 문제가 있다.

한편, 제 2 증래기술에서는, 한쌍의 결량부를 서로 역위상으로 진동시킴으로써, 기판측에 전해지는 진동을 상쇄하고 있다. 그러나, 이들 질량부는 복잡한 절곡형상을 갖는 지지밤에 의하여 지지되어 있다. 따라 서, 센서의 제조시에는 예를 들면 지지밤의 첫수, 형상, 편향시의 특성 등을 당혹에 형성된 질량부에 대하여 군일하게 하는 것이 어렵다.

"이 때문에, 제 2 중래기술에서는 지지범의 첫수편차 및 가공오차 등에 의하여 한쌍의 질량부의 진동상태에 차가 생길 수가 있다. 따라서, 기판측에 전해지는 각 질량부의 진동을 만정적으로 상쇄할 수 없다는 문제가 있다.

한편, 각속도(엔서의 작동시에는, 충격 등의 외력에 의하여 센서에 Y축방향의 가속도가 기해지면 질량부 등 각속도에 의한 코리올리항뿐만 아니라, 가속도에 의한 관성력에 의해서 Y축방향으로 변위할 수가 있다. 따라서, 각속도 성분과 가속도 성분을 포함한 변위량이 각속도로서 검출된다.

미, 결과, 제, 제 증래기술에서는, 예를 들면 각속도 선서에 약간의 충격 등이 가해지는 것만으로도, 충격 등에 의한 가속도 성분이 각속도 검출산호에 오차로서 포함되게 되어, 각속도의 검출정말도가 저하한다. 따라서 신뢰성을 향상시키는 것이 어렵다는 문제가 있다.

특히, 센서에 가해지는 가속도가 질량부의 진동주파수에 가까운 주파수 성분을 갖고 있는 경우에는, 진동 주파수에 '상응한 일정한 주기로 검출선호를 동기정류하며, 적분함으로써, 각속도 성분을 추출하는 동기검 때 등의 신호처리를 행하더라도, 가속도 성분에 의한 오차를 확실하게 제거할 수는 없다.

본 발명은 상술한 증래기술의 문제를 감안하며 이루어진 것으로, 본 발명의 제 1 목적은 절량부의 진동미 지지병을 통하여 기판측에 전해지는 것을 방지할 수 있으며, 진동상태를 기판상에서 안정적으로 유지할 수 있음과 마물러, 검출감도와 검출정밀도 및 신뢰성을 높일 수 있는 외력 측정장치를 제공하는데 있다. 또한, 본 발명의 제 2 목적은 각속도와 가족도 양자가 질량부에 가해지는 경우에도, 적어도 각속도를 가 속도로부터 분리하여 정확하게 검출할 수 있으며, 검출동작을 만정화할 수 있는 외력 측정장치를 제공하는데 있다.

### 발명의 구성 및 작용

상출한 문제를 해결하기 위하여 본 발명의 제 1 양태에 따르면, 기판과, 상기 기판으로부터 이격되어 기판과 대형하며, X축, V축 및 7축방향의 3개의 직교하는 축방향중에서 V축방향으로 배치되어, X축방향으로 서로 역위상으로 진동할 수 있는 복수의 결량부와, 장기 복수의 결량부를 진동시키기 위한 진동발생기와, 상기 2 질량부를 X축방향으로 변위가능하게 연결하는 저지번과 상기 지지법과 상기 기판 사이에 형성되는 고정부와, 상기 각 질량부가 V축 및 7축방향중의 한 방향으로 변위하는 변위량을 검출하는 외력 검출기를 포함하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치가 제공된다.

이와 같이 구성함으로써, 복수의 질량부를 지지밤에 의하여 진동방향(X축방향)과 직교하는 Y축방함으로 연결할 수 있다. 예를 들면 일부의 질량부를 진동발생기에 의하여 진동시킴으로써, 인접하는 질량부를 거 의 역위상으로 진동시킬 수 있다. 이에 따라서, 질량부를 연결하는 지지밤의 중간부위에는, 지지밤이 각 질량부와 함께 진동할 때에 지지밤이 거의 일정하게 위치하는 진동의 노드를 배치할 수 있다.

또한, 예를 들면 역위상으로 진동하는 2개의 질량부는 각속도가 가해잘 때에 고리올리힘에 익하여 역방향으로 변위하고, 가속도가 가해질 때에는 관성력에 의하여 동일한 방향으로 변위한다. [[다라서, 질량부의 변위량을 비교항으로써, 각속도와 가속도를 서로 구별하여 검출할 수 있다.

바람직하게는, 고정부는 각 질량부가 서로 역위상으로 진동할 때의 노드에 대응하는 상기 자자범의 부위 를 기관에 접속한다.

이에 따라서, 고정부는 질량부와 지지범이 진동할 때의 진동 모드에 대응하는 위치에서 삼기 지지범을 기 판에 고정할 수 있다. 따라서, 고정부는 질량부의 진동이 기판측에 전해지는 것을 억제할 수 있다.

또한, 지지범은 각 질량부를 Z축방향으로 변위가능하게 지지할 수 있으며, 외력 검출수단은 질량부가 Z 축방향으로 변위할 때의 각 질량부의 변위량을 검출한다.

(B)라서, 질량부를 X축방향으로 진동시키면서, 예를 들면 각속도, 가속도 등의 외력에 상음하며 질량부를 건축방향으로 변위시킬 수 있다. 그리고 이 변위량을 외력 검출기에 의하여 각속도 또는 가속도로서 검출 할 수 있다.

또한, 바람직하게는, 각 질량부는 Y축방향으로 증양에 위치한 제 1 질량부와, 상기 제 1 질량부의 Y축방 향 양측에 위치하는 제 2 질량부를 포함하고, 제 1 질량부는 Y축방향으로 변위가능한 질량부 지지범을 통 하며 지지템에 지지되며, 외력 검출기는 제 1 질량부가 Y축방향으로 변위할 때의 제 1 질량부의 변위량을 검증하다.

따라서, 제 1 질량부를 사이메두고 제 2 질량부를 대형적으로 배치할 수 있다. 미들 질량부를 X축방향으로 역위상으로 안정적으로 진동시킬 수 있다. 미 상태에서, 제 1 질량부가 각속도에 상응하며 Y축방향으로 변위할 때, 그 변위량을 외력 검출기에 의하여 각속도로서 검출할 수 있다. 또한, 센서에 각속도가 가해지지 않을 때에는, 제 1, 제 2 질량부가 X축방향만으로 진동한다. 미 때 질량부 지지템은 Y축방향으로 변위하지 않도록 유지될 수 있다. 따라서, 제 1 질량부가 Y축방향으로 잘못 변위하는 것을 방지할 수 있다.

보 발명의 제 2 양태에 따르면, 기판과, 상기 기판으로부터 이국되어 기판과 대형하며, X축, Y축 및 Z축 방향의 3개의 직교하는 축방향중에서 Y축방향으로 배치되어, X축방향으로 전동할 수 있는 제 1 절량부와, 상기 복수의 질량부를 진동시키기 위한 진동발생기와, 상기 제 1 절량부를 사이에두고 상기 제 1 절량부의 Y축방향의 양측에 항성되며 또한 상기 진동발생기에 의하며 X축방향으로 진동할 수 있는 제 2 절량부의 Y축방향의 양측에 항성되며 또한 상기 진동발생기에 의하며 X축방향으로 진동할 수 있는 제 2 절량부와, 상기 제 1 절량부터 들러씨는 제 3 절량부와, 상기 제 1 절량부터 들러씨는 제 3 절량부와, 상기 제 2 절량부를 서로 X축방향으로 변위가능하게 연결하는 지지범과, 상기 지지범에 상기 제 3 절량부를 연결하는 연결부와, 상기 제 3 절량부에 제 1 절량부를 Y축방향으로 변위가능하게 연결하는 절량부 지지범과, 상기 기판과 상기 지지범 사이에 형성되며 또한 상기 지지범을 상기 기판에 접속하는 고정부와, 상기 제 1 절량부에 각속도가 작용할 때에 상기 제 1 절량부의 Y축방향으로의 변위량을 검출하는 외력 검출기를 포함하며, 상기 제 1 및 제 3 질량부와 제 2 및 제 4 질량부는 서로 역위상으로 진동하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치가 제공된다.

때라서, 제 1, 제 2, 제 3 질량부를 전통발생기에 의하여 X축방향으로 진동시키면서, 제 1 질량부를 각축 도에 따라서 Y축방향으로 변위시킬 수 있다. 또한, 센서에 각속도가 가해지고 있지 않을 때에는, 지지밤이 X축방향으로 편향됨으로써, 제 1, 제 2, 제 3 질량부가 X축방향으로만 진동하고, 그리고 제 3 질량부에 둘러싸면 제 1 질량부는 Y축방향으로 변위하지 않도록 유지될 수 있다. 따라서, 제 3 질량부는 지지범의 편향 등이 Y축방향으로의 변위로 바뀌며 제 1 질량부에 전해지는 것을 차단할 수 있다.

배랑직하게는, 고정부는 제 1 및 제 3 절량부와 제 2 질량부가 서로 역위상으로 진동할 때의 노드에 대응하는 상기 자자범의 부위를 상기 기판에 접속한다.

[마라서, 고정부는 제 1, 제 2, 제 3 질량부와 지지범이 전동할 때의 노드에 대응하는 지지범의 부위를 기판에 고정한다. [마라서, 각 질량부의 진동이 지지범을 통하며 기판측에 전해지는 것을 막을 수 있다.

또한, 질량부는 Y축방향으로 중앙에 위치하는 제 1 질량부와, 제 1 질량부의 Y축방향의 양측에 위치하는 제 2 질량부을 포함하며, 제 1, 제 2 질량부는 Y축방향으로 변위가능한 제 1, 제 2 질량부 지지범을 통하 여 상기 지지범에 각각 연결된다.

때라서, 제 1, 제 2 질량부는 지지범을 통하며 X축방향으로 진동할 수 있다. 미 상태에서 제 1 질량부는 제 1 질량부 지지범에 익하며 외력에 상응하여 Y축방향으로 변위할 수 있다. 외력 검출기는 각속도 또는 가속도를 검출할 수 있다.

가득노들 검을될 수 있다.

본 발명의 제 3 양태에 따르면, 기관과, 상기 기관으로부터 미격되어 기관과 대형하며, X축, Y축 및 7축 방향의 3개의 직교하는 록방향증에서 X축방향으로 진동할 수 있는 제 1 절량부와, 상기 제 1 절량부를 사이에두고 상기 제 1 절량부의 V축방향의 양측에 형성되며 X축방향으로 진동할 수 있는 제 2 절량부와, 상기 제 2 절량부와, 생기 제 2 절량부와 제 2 절량부와, 상기 제 2 절량부와 제 3 절량부와, 상기 제 2 절량부를 들러싸는 제 3 절량부와, 상기 제 2 절량부를 등러싸는 제 3 절량부와, 상기 제 2 절량부를 들러싸는 제 3 절량부을 사기가 위한 진동발생기 외화 건강 경향부를 연결하는 연결부와, 상기 제 1, 제 2, 제 3 및 제 4 절량부를 전통시키기 위한 진동발생기와, 상기 제 4 절량부를 연결하는 연결부와, 상기 제 3 절량부를 연결하는 지지범과, 상기 지지범에 대하여 상기제 3 절량부를 연결하는 연결부와, 상기 제 3 절량부를 Y축방향으로 변위가능하게 연결하는 제 1 절량부 지지범과, 상기 제 4 절량부에 제 2 절량부를 Y축방향으로 변위가능하게 연결하는 제 1 절량부 지지범과, 상기 제 4 절량부에 제 2 절량부를 Y축방향으로 변위가능하게 연결하는 상기 제 2 절량부 지지범과, 상기 제 4 절량부에 지원함을 건강하는 기관과 상기 지지범 사이에 형성되며 또한 상기 지지범을 상기 기관에 집속하는 기정부와, 상기 제 1 및 제 2 절량부의 구속도 또는 가속도가 작용할 때에 상기 제 1 및 제 2 절량부의 기관적 결정하다, 상기 제 1 및 제 3 절량부와 제 2 절량부의 Y축방향으로의 변위량을 건물하는 외력 검찰기를 포함하며, 상기 제 1 및 제 3 절량부와 제 2 절량부의 사업 절량부는 서로 역위상으로 진동하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치가 제공된다.

따라서, 제 1, 제 2, 제 3, 제 4 질량부는 지지범을 통하여 X축방향으로 진동할 수 있다. 미 상태에서 제 1. 제 2 질량부는 제 1. 제 2 질량부 지지범에 의하며 외력에 상용하며 Y축방향으로 변위할 수 있다. 또 한, 제 3 질량부는 지지범의 편향 등이 제 1 질량부에 전해지는 것을 차단할 수 있다. 제 4 질량부는 지 지범의 편향 등이 제 2 질량부에 전해지는 것을 차단할 수 있다.

따라서, 고정부는 제 1. 제 2. 제 3. 제 4 절량부가 진동할 때의 노드에 대응하는 지지범의 부위를 기판 에 연결할 수 있다. 따라서, 각 절량부의 진동이 지지범을 통하며 기판측에 전해지는 것을 억제할 수 있

게다가, 외력 검출수단은 적어도 각 질량부에 가해지는 각속도를 가속도로부터 분리하며 검출하기 위하며, 질량부가 역위상으로 진동하면서 V축방향으로 변위할 때의 각 질량부의 변위량을 합성하며 검출 한다.

[마라서, 예를 들면 역위상으로 진동하는 2개의 질량부는 각숙도가 기해질 때에 코리올리힘에 의하며 서로 역방향으로 변위하고, 가속도가 기해질 때에는 관성력에 익하며 동일한 방향으로 변위한다. [따라서, 예를 들면: 각 질량부의 변위량을 감산함으로써, '이들 변위량중에서 동일한 방향으로 변위한 성분(기속도 성 분)을 상쇄하여 제거할 수 있다. [따라서, 적어도 각숙도를 가속도로부터 분리하며 검찰할 수 있다. 바람직하게는, 외력 검출기는 상기 제 1 질량부와 제 2 질량부 사이에 위치하며 또한 상기 기판에 형성된 고정축 검출전국과, 상기 제 1 질량부에 형성되며 또한 Y축방향으로 상기 고정축 검출전국과 이국되어 대 항하는 제 1 가동축 검출전국과, 상기 제 2 질량부에 형성되며 또한 Y축방향으로 상기 고정축 검출전국과 이격되어 대항하는 제 2 가동축 검출전국을 포함하며, 상기 외력 검출기는 상기 고정축 검출전국에 대한 상기 제 1 및 제 2 가동축 검출전국의 변위량을 정전용량의 변화로서 병렬로 검출한다.

따라서, 제 1, 제 2 질량부가 역위상으로 진동하고 있는 상태에서 각 질량부에 각속도가 가해질 때에는, 미들 질량부가 코리올리함에 의하여 서로 역방향으로 변위한다. 미 결과, 예를 들면 제 1, 제 2 가동촉 검출전국의 양자를 고정촉 검출전국 근방에 위치시킬 수 있으며, 고정촉 검출전국과 가동촉 검출전국 사 이의 정전용량을 각속도에 상응하여 증대시킬 수 있다. 또한, 제 1, 제 2 질량부에 가속도가 가해질 때에 는, 미들 질량부가 동방향으로 변위한다. 따라서, 제 1, 제 2 가동촉 검출전국중에서 하나를 고정촉 검출 전국 근방에 위치시키고, 다른 하나를 고정촉 검출전국으로부터 더욱 격리시킬 수 있다. 따라서, 가속도 에 의한 검출전국간의 정전용량의 변화를 상쇄할 수 있다.

비람직하게는, 외력 검출기는 서로 역위상으로 진동하는 상기 제 1 및 제 2 절량부중의 하나인 제 1 절량 부가 Y록방향으로 변위할 때의 변위량을 검출하는 제 1 변위량 검출부와, 상기 제 2 질량부가 Y축방향으로 변위할 때의 변위량을 검출하는 제 2 변위량 검출부와, 상기 제 1 및 제 2 변위량 검출부에 의하여 검 출한 변위량을 사용하여 각속도와 가속도를 개별적으로 연산하는 외력 연산부를 포함한다.

따라서, 제 1, 제 2 변위량 검출부는 역위상으로 진동하는 제 1, 제 2 질량부가 V축방향으로 변위할 때의 변위량을 검출할 수 있다. 각숙도와 가속도의 양자가 가해지면, 이들 2개의 검출값에는 각속도에 상용하 여 역방향으로 변위한 제 1, 제 2 절량부의 각숙도 성분과, 가숙도에 상용하여 동일방향으로 변위한 제 1, 제 2 절량부의 가속도 성분이 포함된다. 따라서, 외력 면산부에서는 이들 2개의 검출값을 가산 또는 감산함으로써 각속도와 가속도를 개별적으로 연산할 수 있다.

비람직하게는 외력 검출기는 상기 기판상에 고정하여 형성되며 복수의 전국이 인터디지탈패턴으로 형성 된 고정축 검출전국과, 상기 질량부에 형성되며 또한 상기 각 고정축 검출전국의 복수의 전국으로부터 Y 축방향으로 스페이스를 두며 미격하여 인터디지탈결합하는 복수의 전국판을 갖는 가동축 검출전국을 포함 하며, 상기 외력 검출기는 상기 고정축 검출전국과 가동축 검출전국 사이의 정전용량의 변화를 상기 질량 부의 변위량으로서 검출한다.

때라서, 고정축 검출전극과 가동쪽 검출전극의 전국부를 서로 인터디지탈결합시켜서, 대학하는 검출전국 사이에 큰 면적을 제공할 수 있다. 결량부가 외력에 의하여 Y축방향으로 변위할 때에는, 그 변위량을 각 검출전국간의 거리(정전용량)의 변화로서 검출할 수 있다.

본 발명의 다른 특징 및 미점은 첨부의 도면을 참조한 미하의 본 발명의 상세한 설명으로부터 자명해질 것이다.

(발명의 실시형태)

이하, 본 발명의 실시형태에 따른 외력 측정장치를, 첨부의 도면을 참조하면서 상세히 설명하겠다.

도 및 내지으로 4는 본 발명의 제 및 실계형태를 나타낸다. 본 실체형태에서는 의력 측정장치로서 각속도 센서를 예로 들어 설명하겠다.

도 1 내지 도 4에 있어서, 본 실시형태에 따른 각축도 센서(1) 및 상기 각축도 센서(1)의 본제를 구성하는 기판(2)이 도시되어 있다. 상기 기판(2)은 예를 들면 고저항의 실리콘 재료, 유리 재료 등에 의하여 사각형상으로 형성되어 있다.

도 1 내지 도 3에 나타면 바와 같이, 예를 들면 지저항을 갖는 단결정 또는 다결정 실리콘 재료를 기판 (2)상에 형성하며 예정 등의 미세가공을 실시함으로써, 중앙 질량부(3), 외촉 질량부(4), 지지밤(5), 고 정부(6), 구동진곡(8, 9) 및 검출전곡(대, 12)이 형성되어 있다.

기판(2)의 중앙 근방에 제 1 절량부로서의 중앙 질량부(3)가 배치되고, 상기 중앙 질량부(3)는 시각형의 평판형상으로 형성되어 있다. 중앙 질량부(3)는 각 지지범(5)을 통하여 외촉 질량부(4)에 연결된다. 미틀 질량부(3) 4)는 지지범(5)에 의하여 X축방향(진동방향) 및 Z축방향(검출방향)으로 변위가능하게 지지됨과 마울러, 기판(2)과 평행한 평면배에서 Y축방향을 따라서 거의 직선형상으로 배치되어 있다.

중앙 질량부(3)의 V록병향의 양측에는 제 2 질량부로처의 외측 질량부(4, 4)가 배치된다. 외촉 질량부 (4)는 각각 예를 들면 사각형의 평판형상으로 형성되어 있다. 각 외측 질량부(4)는 자지범(5)의 양단에 고정되며, 중앙 질량부(3)에 대하여 X축방향으로 변위가능하다.

예를 들면 4개의 지지범(5, 5)은 중앙 질량부(3)와 외록 질량부(4)를 X육방향으로 변위가능하게 연결한다. 지지범(5)은 작선형상으로 형성되며 거의 동말한 길이를 가지며, X축방향 및 Z축방향으로 편향 가능하다. 또한, 지지병(5)은 중앙 질량부(3)의 양촉에 2개씩 배치되며, 외촉 질량부(4)를 향하며 Y축방 향으로 연장되어 있다.

각속도 센서(1)의 작동시에는 도 4에 나타낸 비와 같이, 중앙 질량부(3)와 외촉 질량부(4)가 거의 역위상으로 X통방향으로 진동한다. 이 경우, 지지범(5)의 길이방향 중간 부위에는 노드(5A)가 배치된다. 노드(5A)는 질량부(3), 4)가 역위상으로 일정하게 진동하고 있는 상태에서 질량부(3, 4)의 진동이 상쇄되므로, 거의 일정한 위치로 유지된다.

예를 들면 4개의 고정부(6, 6)는 지지범(5)의 노드(5A)를 기판(2)에 접속한다. 도 1 내지 도 3에 나타면 바와 같미, 고정부(6)는 각 지지범(5)의 X축방향으로의 좌우 양혹에 2개씩 배치되며, 구동전국용 지지부 (7)를 사이에 두고 Y축방향으로 서로 이격되어 있다. 고정부(6)는 각각 기판(2)에 고정된 시트(6A)와, 상 기 시트(6A)로부터 민접하는 지지범(5)을 향하여 X축방향으로 돌출하고, 기판(2)으로부터 이격배치된 암 (6B)을 포함한다. 암(68)의 돌출 선단이 각각 지지빔(5)의 노드(5A)에 연결된다. 고정부(6)와 지지빔(5)은 협동하여 질량부(3, 4)를 X축방향 및 Z축방향으로 변위가능하게 지지하고 있다. 중앙 질량부(3)와 외축 질량부(4)가 역위상으로 진동할 때에는, 질량부(3, 4)의 진동이 지지빔(5)의 노드(5A)에서 상쇄된다. 따라서, 고정부(6)는 질량부(3, 4)의 진동이 기판(2)에 전해지는 것을 억제한다.

기판(2)상에 형성된 구동전국용 지지부(7, 7)는 중암 질량부(3)의 X축방향으로의 좌우 양측에 배치되며 있다.

구동전국용 자지부(7)에 형성된 고정축 구동전국(8, 8)은 지지부(7)로부터 X축방향으로 돌출하고, V축방향으로 간격을 가지고 인터디지탈패턴으로 배치된 복수의 전국판(8A, 8A…)을 가지고 있다.

각 고정촉 구동전국(8)에 대응하며 중암 질량부(3)에 형성된 가동촉 구동전국(9,.0)은 중앙 질량부(3)로 부터 X축방향으로 인터디지탈패턴을 이루며 돌출하고, 고정촉 구동전국(8)의 각 전국판(8A)과 인터디지탈 결합하는 복수의 전국판(9A, 9A…)을 가지고 있다.

기판(2)과 중앙 질량부(3) 사이에 형성된 진동발생기로서의 진동발생부(10, 10)는 각각 고정축 구동전국(8)과 가동축 구동전국(9)을 포함한다. 진동발생부(10)에서는, 미들 구동전국(8, 9)사이에 교류의 구동신호를 직류바이어스전압과 함께 인가함으로써, 전국판(8A, 9A)사이에 정전인력(electrostatic attraction)을 번갈마 발생한다. 따라서, 중앙 질량부(3)가 도 1중의 화살표 al, a2방향으로 진동한다.

기판(2)상에 형성된 고정촉 검출전국(11)은 도 1 내지 도 3에 나타낸 배와 같이, 중앙 질량부(3)에 면하도록 배치되어 있다.

중앙 잘랑부(3)의 미면축에 가동촉 검출전국(12)이 형성되며, 가동촉 검출전국(12)은 고정촉 검출전국 (11)과 Z축방향으로 스페이스를 두어 대향한다.

고정촉 검출전국(11)과 가동촉 검출전국(12)은 각속도 검출부(13)로서 기능하는 평행평판커패시터를 구성한다. 중앙 질량부(3)가 Y촉에 관한 각속도에 따라서 Z촉방향으로 변위할 때, 검출부(13)는 이 각속도를 검출전국(11, 12)사이의 정전용량의 변화로서 검출한다.

다음으로, 각속도 센서(1)의 동작에 대하며 설명하겠다.

먼저, 좌우측에 위치한 진동발생부(10)에, 역위상을 갖는 교류의 구동선호를 직류바이더스전압과 함께 민 가한다. 좌우측의 고정측 구동전극(8)과 가동측 구동전극(9)사이에는, 정전민력이 번갈아 발생한다. 지지 범(5)이 편향되어, 중앙 질량부(3)는 도 1중의 화살표 a1, a2방향으로 진동한다.

상기 진동상태에서 각속도 센서(1)에 Y축에 관한 각속도 효가 가해지면, 하기 수학적 1에 나타낸 코리올 리합되다. 7축방향으로 작용한다. 따라서, 지지범(5)이 편향되어, 중앙 질량부(3)는 코리올리힘 F에 의하 이 7축방향으로 변위한다.

F-2M10x 단, ML중에질로부(6)의 결량 22Y국이4라 라수도 도군양된당?(3)이 X국내장기주도

또한, 중앙 결량부(3)가 Z축방향으로 변위할 때에는, 그 변위량에 상용하여 각숙도 검출부(13)의 검출전 국(31, 12)간의 캡(정전용량)이 변화한다. 따라서, 각속도 검출부(13)는 이 정전용량의 변화를 각속도  $\Omega$  로서 검출하고, 각속도  $\Omega$ 에 상용하는 검출신호를 출력한다.

질량부(3, 4)의 진동상태에 대하여 설명하면, 예를 들면 중앙 질량부(3)가 도 4중에 실선으로 나타낸 바와 같이, 화살표 al방향으로 변위(전동)할 때에는, 자지범(5)이 X축방향으로 편향된다. 따라서 중앙 질량부(3)의 진동이 지지범(5)을 통하며 외촉 질량부(4)에 전해져서, 외촉 질량부(4)는 화살표 a2방향으로 변위한다. 또한, 중앙 질량부(3)가 화살표 a2방향으로 변위할 때에는, 도 4중에 가상선으로 나타낸 바와 같이 지지방(5)이 반대방향으로 변형된다. 따라서, 외촉 질량부(4)는 화살표 a1방향으로 변위한다.

[이 결과, 중앙 결량부(3)와 외촉 질량부(4)는 위상이 약 180도 반전된 역위상으로 공진상태로 진동한다. 이 공진 상태에서 지지범(5)이 편형할 때에는, 진동의 노드에 대응하는 노드(5A)가 거의 일정한 위치를 유지하게 된다. 이 때문에, 절량부(3, 4)의 진동이 지지범(5)과 고정부(6)를 통하여 기판(2)에 전해지는 일은 거의 없다.

본 실시형태에 따르면, 중앙 질량부(3)와 외혹 질량부(4)를 지지빔(5)에 의하여 X축방향으로 변위가능하게 연결하고, 지지빔(5)의 노드(5A)를 고정부(6)에 의하여 기판(2)에 접숙한다. 따라서, 질량부(3, 4)가 기판(2)상에서 진동할 때에는, 인접하는 중앙 질량부(3)와 외촉 질량부(4)를 가의 역위상으로 진동시킬수 있다. 그리고, 각 지지빔(5)의 중간에는, 지지빔(5)에 질량부(3, 4)와 함께 진동할 때에 지지빔(5)에 거의 일정한 위치를 뮤지할 수 있는 노드(5A)를 배치할 수 있다. 이 노드(5A)의 위치에서는, 질량부(3, 4)의 진동을 서로 상쇄할 수 있다.

본 실시형태에서는, 중앙 질량부(3)와 외촉 질량부(4)를 Y축방향으로 거의 직선형상으로 배치한다. 예를 들면 중앙 질량부(3)를 X축방향으로 진동시킴으로써, 데 진동을 지지범(5)을 통하며 외촉 질량부(4)에 효 율성존게 전달할 수 있으며, 간단한 구조에 의하며 질량부(3, 4)를 역위상으로 진동시킬 수 있다. 또한, 중앙 질량부(3)를 시대에두고 한쌍의 외촉 질량부(4)를 대청적으로 배치함으로써, 질량부(3, 4)전체적으로 진동상태를 안정화시킬 수 있다.

고정부(6)는 지지범(5)의 노트(5))를 통하며 중앙 질량부(3)와 외축 질량부(4)를 지지하고 있으므로, 질량부(3, 4)의 진동이 기판(2)에 전해지는 것을 확실히 억제할 수 있으며, 진동발생부(10)로부터 질량부

(3, 4)에 가해지는 전통 에너지를 기판(2)측에 방산하지 않고, 질량부(3, 4)를 소청의 진폭, 전통속도 등으로 효율성증게 전통시킬 수 있다. 이 결과, 각속도 요에 상응하며 질량부(3, 4)를 소정의 변위량만큼 확실하게 변위시킬 수 있다. 따라서, 센서의 검출감도를 안정시킬 수 있다.

또한, 각속도가 가해지지 않을 때에는, 질량부(3, 4)의 진동이 기판(2)에 전해져서 기판(2)이 진동하고, 미로 인해, 질량부(3, 4)가 건축방향으로 진동하는 것을 방지할 수 있으며, 센서의 검출정말도 및 신뢰성을 높일 수 있다:

다음으로, 도 5 및 도 6은 본 발명의 제 2 실시형태를 나타낸다. 본 실시형태의 특징은 7축에 곤한 각숙도를 검출하는 각숙도 센서를 구성하는데 있다. 본 실시형태에서는 상기 제 1 실시형태와 동일한 구성요 소에 동일한 참조부호를 붙이고, 그 설명을 생략하기로 한다.

참조번호 21은 본 설시형태에 따른 각속도 센서를 나타낸다. 상기 각속도 센서(21)의 기관(22)상에는 예 를 들면 제저항의 실리콘 재료 등을 사용하여 중앙 결량부(23), 외촉 절량부(24), 제지범(25), 질량부 제 지범(26), 고정부(27), 구동전국(29, 30), 검출전국(33, 34)이 형성되며 있다.

기판(22)의 중앙 근방에 배치된 제 1 질량부로서의 중앙 질량부(23)는, 지지범(25)과 질량부 지지범(26)을 통하며 외축 질량부(24)에 연결된다. 미들 질량부(23, 24)는 지지범(25)에 의하여 X축방향(진동방향)으로 변위가능하게 지지되며 있다. 또한, 중앙 질량부(23)는 질량부 지지범(26)에 의하며 Y축방향(검출방향)으로 변위가능하게 지지되며 있다.

증앙·질량부(23)의 Y축방향·양족에는 제 2 질량부로서의 외축 질량부(24, 24)가 배치되고, 상기 각 외축 질량부(24)는 각 지지방(25)의 영단에 고정되며, 중앙 질량부(23)에 대하여 X축방향으로 변위가능하다. 또한, 이를 질량부(23, 24)는 도 5 및 도 6에 나타낸 바와 같이 기판(22)과 평행한 평면내에서 Y축방향으로 보기의 직선형상으로 배치되어 있다.

예를 들면 2개의 지지범(25, 25)은 각 외촉 결량부(24)를 X촉방향으로 변위가능하게 서로 연결한다. 상기 각 지지범(25)은 거의 동일한 길이를 가지고 직선형상으로 형성되며, X촉방향으로 편형가능하다. 지지범 (25)은 중앙 질량부(23)의 좌우 양촉에 배치되며, V촉방향으로 연장되어 있다.

각속도 센서(21)의 통작시에는 상기 제 1 실시형태와 마찬가지로, 중앙 질량부(23)와 외속 질량부(24)가 지지범(25) 등을 통하며 역위상으로 X축방향으로 진동한다. 그리고 지지범(25)의 길이방향 중간에는 거의 일정한 위치를 유지하는 노드(254, 254)가 배치된다.

예를 들면 2개의 질량부 지지범(26, 26)은 사륙방향으로 편항가능하게 형성되며, 상기 각 질량부 지지범 (26)은 X축방향으로 연장된 작선형상을 가지며, 중앙 질량부(23)의 작무 양측과 지지범(25)의 글이방향 중간부를 각각 연결하고 있다. 또한 질량부 지지범(26)은 중앙 질량부(23)를 각 지지범(25)사이에서 Y축 방향으로 변위가능하게 지지하고, 중앙 질량부(23)가 지지범(25)의 중간부위에 대하여 X축방향으로 변위하는 것을 규제하고 있다.

예를 들면 4개의 고정부(27), 27···)는 지지밤(25)의 노드(25A)를 기판(22)에 접속한다. 고정부(27)는 제 1 실시형태와 마찬가지로, 지지밤(25)의 좌우 양속에 2개씩 배치되며, Y축방향으로 미국되어 있다.

각 고정부(27)는 기판(22)상에 고정된 시트(27A)와, 상기 시트(27A)로부터 지지범(25)을 향하여 물출하고, 기판(22)으로부터 미격하며 배치된 암(278)을 포함한다. 암(27B)의 물출단은 각각 지지범(25)의 노도(25A)에 연결되며 있다. 이에 따라서, 고정부(27)는 잘랑부(23, 24)의 진동이 기판(22)에 전해지는 것을 억제한다.

게다가, 기판(22)상에 형성된 구동전국용 지지부(28, 28)는 외록 골량부(24)의 Y축방향 양측에 배치되어 있다.

각 구동전국용 지지부(28)에 형성된 고정촉 구동전국(29, 29)은 자지부(28)로부터 외촉 질량부(24)를 향하며 돌출한다. 각 고정촉 구동전국은 X촉방향으로 L지형상을 이루며 굴곡된 복수의 전국판(294, 294)을 갖는다. 상기 각 전국판(294)은 X촉방향으로 간격을 가지고 인터디지탈패턴으로 배치되어 있다.

각 고정혹 구동전국(29)에 대응하며 각 외혹 질량부(24)에 가동촉 구동전국(30, 30)이 형성되고, 상기 각 가동촉 구동전국(30)은 외촉 질량부(24)로부터 인터디지탈패턴으로 돌돌하고 또한 고정촉 구동전국(29)의 각 전국판(29A)과 인터디지탈결합하는 복수의 전국판(30A, 30A )을 가지고 있다.

기판(22)과 외혹 질량부(24) 사이에는 전통발생기으로서의 전통발생부(31, 31)가 현성된다. 상기 각 전통 발생부(31)는 제 1 실시형태와 미찬가지로, 고정촉 구동전국(29)과 가동촉 구동전국(30)을 포할하며, 필량부(23, 24)를 도 5중의 화살표 (41, 42방향으로 전동시킨다.

기판(2)상에 형성된 검출전국용 지지부(32, 32)는 각각 중앙 질량부(23)의 Y축방향 양촉에 배치되어 있다.

각 검출전국용 지지부(32)에 형성된 고정촉 검출전국(33, 33)은 예를 틀면 대략 F지형상으로 형성되며, X 총방향으로 돌출하여 인터디지탈패턴으로 배치된 복수의 전극판(33A, 33A-)을 가지고 있다.

각 고정촉 검출전국(33)에 대용하여 중앙 절량부(23)에 형성된 가동촉 검출전국(34, 34)은 인터디지탈패 틴으로 배치된 복수의 전국판(34A, 34A, ...)을 갖는다. 전국판(34A)은 Y축방향으로 스페미스를을 두어 고 정촉 검출전국(33)의 각 전국판(33A)과 인터디지탈결합된다.

기판(22)과 중앙 질량부(23)사이에 형성된 외력 검출부로서의 각속도 검출부(35)는, 고정측 검출전극(3 3)과 가능촉 검출전극(34)을 포함하는 평행평판 커패시터를 구성한다. 중앙 질량부(23)가 Z축에 관한 각 속도에 상용하는 코리올리함에 의하여 Y축방향으로 변위할 때에는, 검출부(35)는 이 각속도를 검출전극 (33, 34)간의 정전용량의 변화로서 검출한다.

.본 실시형태의 각속도 센서(21)의 작동시에는, 각 전동 발생부(31)에 교류의 구동신호를 직류바이어스전

압과 함께 인기하면, 외측 질량부(24)는 도 5중의 화살표 a1, a2방향으로 진통한다. 그리고, 지지범(25) 미 X축방향으로 편향되고, 외측 질량부(24)의 진동이 지지범(25)과 질량부 지지범(26)을 통하여 중앙 질 량부(23)에 전해진다. 따라서, 중앙 질량부(23)는 외측 질량부(24)와 역위상으로 화살표 a1, a2방향으로 진동한다.

각속도 센서(21)에 Z촉에 관한 각속도  $\Omega$ 가 가해지면, 질량부 지지범(26)이 편향되고, 이에 따라서 중앙질량부(23)는 코리울리힘 F에 상용하여 V축방향으로 변위한다. 그 결과, 각속도 검출부(35)의 정전용량이 변화한다. 이 정전용량의 변화가 각속도  $\Omega$ 로서 검출된다.

고정부(27)는 지지빈(25)의 노드(25A)를 지지하고 있기 때문에, 질량부(23, 24)의 진동이 기판(22)에 전해지는 것을 억제한다.

[마라서, 본 실시형태에서도, 제 1 실시형태에 상담하는 효과를 얻을 수 있다. 특히 본 실시형태에서는, 중앙 질량부(23)를 질량부 지지범(26)에 의하며 지지범(25)에 연결한다. 각숙도 α가 가해지지 않을 때에 는, 지지범(25)에 편향됨으로써 질량부(23, 24)가 X축방향으로만 진동하고 질량부 지지범(26)은 Y축방향으로 편향되지 않는 상태를 유지할 수 있다. [마라서, 중앙 질량부(23)의 Y축방향으로의 변위를 방지하면 서, 중앙 질량부(23)를 X축방향으로 진동시킬 수 있으며 검출정밀도를 높일 수 있다.

또한, 가동측 구동전극(30)을 외촉 질량부(24)에 형성하였으므로, 가동촉 검출전극(34)이 형성된 중앙 질량부(23)의 구조를 간략화할 수 있다.

다음으로, 도 7 및 도 8은 본 발명의 제 3 실시형태를 나타낸다. 본 실시형태의 특징은 제 1, 제 2 질량부 사이에 제 3 질량부를 형성하는 것에 있다. 본 실시형태에서는, 제 1 실시형태와 동일한 구성요소에 동일한 부호를 붙이고, 그 설명을 생략하기로 한다.

도 7 및 도 8에 본 실시형태에 따른 각속도 센서(41) 및 상기 각속도 센서(41)의 기판(42)이 도시되어 있다. 상기 기판(42)상에는, 중앙 질량부(43), 외촉 질량부(44), 프레임형상 질량부(45), 지지빔(46), 면결부(47), 질량부 지지빔(48), 고정부(49), 구동전극(51, 52), 검찰전극(55; 56)이 형성되어 있다.

기판(42)의 중앙 근방에 배치된 제 1 절량부로서의 중앙 절량부는, 서로 대형하여 Y축방향으로 연장된 횡 프레임부(43A, 43A)와, 상기 각 횡프레임부(43A)의 양단을 연결하는 종프레임부(43B, 43B)와, 횡프레임부 (43A)사이에 위치하는 중간프레임부(43C)를 포함한다.

중앙 질량부(43)는 지지범(46), 면결부(47) 및 질량부 지지범(48)을 통하며 외축 질량부(44)와 프레임형 상 질량부(45)에 연결된다. 미들 질량부(43, 44, 45)는 지지범(46)에 의하며 X축방향(진동방향)으로 변위 가능하게 지지된과 마울러, 기판(42)과 평행한 평면내에서 Y축방향을 따라서 거의 직선형상으로 나란히 배치되어 있다. 또한, 중앙 질량부(43)는 질량부 지지범(48)에 의하여 Y축방향(검출방향)으로 변위가능하 게 지지되어 있다.

'외촉 질량부(44, 44)는 중앙 질량부(43)의 V축방향 양측에 배치되며, 또한 각 지지빔(46)의 양단측에 고 정되며, 중앙 질량부(43) 및 프레임형상 질량부(45)에 대하며 X축방향으로 변위기능하다.

제 3 질량부로서의 프레임형상 질량부(45)는 중앙 질량부(43)와 각 외측 질량부(44) 사이에 배치되며, 또한 중앙 질량부(43)를 둘러싸는 사각형의 프레임형상 질량부로 형성된다. 프레임형상 질량부(45)는 서로 대항하며 X축범향으로 연장된 횡프레임부(45k, 45k)와, 상기 각 황프레임부(45k)의 양단을 연결하여 Y축 방향으로 연장된 종프레임부(45b, 45b)를 포함하며, 직사각형형상을 미루고 있다. 프레임형상,질량부(45)의 대축부위가 질량부 지지범(48)을 통하며 중앙 질량부(43)와 연결된다. 프레임형상 질량부(45)의 외축 부위가 연결부(47)을 통하여 지지범(46)과 연결되어 있다.

예를 들면 2개의 지지범(46, 46)은 외촉 질량부(44)를 X축방향으로 변위가능하게 서로 연결한다. 상기 각 지지범(46)은 거의 동등한 길이를 가지고 직선형상으로 형성되며, X축방향으로 편향가능하다. 또한, 지지 범(46)은 프레임형상 질량부(45)의 좌우 양측에 배치되며, Y촉방향으로 연장되며 있다.

각속도 센서(41)의 작동시에는, 중앙 질량부(43)(프레임형상 질량부(45))와 외촉 질량부(44)가 지지범(46)을 통하며 거의 역위상으로 X축범향으로 진동한다. 지지범(46)의 길이병향 중간부위에는 거의 일정한 위치를 유지하는 노드(46A, 46A)가 배치된다.

상기 :각 연결부(47)는 높은 강성을 갖도록 형성되며, 프레임형상 질량부(45)가 지지밤(46)에 대하며 V축 방향으로 변위하는 것을 규제하고 있다.

예를 들면 4개의 질량부 지지범(48, 48, …)은 중앙 질량부(43)와 프레임형상 질량부(45)를 연결한다. 상 기 각 질량부 지지범(48)의 일단이 중앙 질량부(43)의 4개의 모시리에 연결되며, 타단이 X축방향으로 연 장되어 횡프레임부(45A)에 각각 연결되며, Y축방향으로 편향가능하다. 질량부 지지범(48)은 중앙 질량부 (43)를 Y축방향으로 변위가능하게 지지하고, 중앙 질량부(43)가 프레임형상 질량부(45)내에서 X축방향으로 변위하는 것을 규제하고 있다.

각 고정부(49)는 지지빔(46)의 노드(46A)를 기판(42)에 접속하며, 상기 질량부(43, 44, 45)를 둘러싸는 사각형의 프레임본체에 의하여 형성되며 기판(42)에 고정된 각 시트(49A, 49A)와, 기판(42)으로부터 이격 하여 배치된 예를 들면 4개의 암(49B, 49B, …)을 포함한다.

암(49B)은 각 지지범(46)의 좌우 양촉에 2개식 배치되며, Y촉방향으로 서로 미격되어 있다. 또한, 암 (49B)의 돌출단은 제 1 실시형태와 미찬가지로 지지범(46)의 노드(46A)에 연결되며, 미에 따라서 고정부 (49)는 절량부(43, 44, 45)의 진동미 기판(42)에 전해지는 것을 억제한다.

또한, 예를 들면 4개의 구동전국용 지지부(50, 50, …)는 기판(42)상에 고정적으로 형성된다. 삼기 구동 전국용 지지부(50)는 V축방향으로 외축 질량부(44)를 사미에두고 양측에 2개씩 배치되어 있다.

고청촉 구동전국(51, 51, …)은 각 구동전국용 지지부(50)에 각각 형성되며, X축방향으로 돌출하고 Y축방 향으로 간격을 가지고 인터디지탈패턴으로 배치된 복수의 전국판(51A, 51A…)을 가지고 있다. 기동촉 구동전국(52, 52, …)은 고정촉 구동전국(51)에 대흥하여 외촉 결량부(44)에 형성된다. 상기 각 기동촉 구동전국(52)은 X축방향으로 인터디지탈패턴을 이루어 돌출하고, 각 고정촉 구동전국(51)의 전국 판(51A)에 인터디지탈결합하는 복수의 전국판(52A, 52A…)을 가지고 있다.

진동발생부(52, 53, )는 기판(42)과 외혹 결량부(44) 사이에 형성된다. 상기 각 진동발생부(53)는 고형 혹 구동전국(51)과 가동촉 구동전국(52)을 포함하며, 전국판(51A, 52A)사이에 정전민력을 발생함으로써. 외촉 질량부(44)를 도 7중의 화살표 al, a2방향으로 진동시킨다.

2개의 검출전국용 지지부(54, 54)는 중앙 질량부(43)의 내측에 위치하며 기판(42)상에 형성된다.

복수의 고정촉 검출전국(55, 55, ···)은 각 검출전국용 지지부(54)에 형성된다. 상기 각 고정촉 검출전국 (55)은 X축방향으로 돌중하고 또한 Y축방향의 간격을 가지고 인터디지탈패턴으로 배치된 복수의 전국판 (33A, 33A···)을 가지고 있다.

복수의 가동측 검출전극(56, 56, …)은 각 고정측 검출전극(55)에 대응하여 중앙 질량부(43)에 형성된다. 상기 각 가동측 검출전극(56)은 X축방향으로 인터디지탈패턴을 이루어 등출하고 또한 고정측 검출전극 (55)의 복수의 전극관(55A, 55A, …)에 대하여 V축방향으로 스페이스를 두어 인터디지탈결합하는 복수의 전극판(56A, 56A, …)을 가지고 있다.

'외력' 검출기으로서의 각속도 검출보(57, 57)는 기판(42)과 중앙 잘랑부(43)사이에 형성된다. 상기 각속도 검출부(57)는 고정혹 검출전극(55)과 가동촉 검출전극(56)을 포함한다. 각속도 검출부(57)는 프레임형상 질량부(45)가 Z촉에 관한 각속도 요에 의하며 Y축방향으로 변위할 때에, 전극판(55A, 56A)간의 정전용량 이 변화하는 평행평판 커패시터를 형성하고 있다.

본 실시형태에 따른 각속도 센서(41)의 작동에 대하며 설명한다.

먼저, 각 진동발생부(53)에 교류의 구동신호를 직류바이어스전압과 함께 인기하면, 외축 결량부(44)는 도 8층의 화살표 집, 62방향으로 진동한다. 그리고, 지지범(46)에 X축방향으로 편합되고, 외축 결량부(44)의 진동이 프레임형상 질량부(45)에 전해진다. 이에 따라서, 프레임형상 질량부(45)는 중앙 질량부(43)와 일 체가 되며 외축 질량부(44)에 대하여 역위상으로 화살표 회, 62방향으로 진동한다.

각속도 센서에 Z촉주위의 감속도 Q가 가해지면, 질량부 지지밤(48)이 편향되고, 이에 따라서 중앙 질량 부(43)가 프레임형상 질량부(45)내에서 코리올리험 F에 상응하며 Y축방향으로 변위한다. 이 결과, 각속도 검출부(57)의 정전용량이 변화한다. 이 정전용량의 변화가 각속도 Q로서 검출된다.

또한, 고정부(49)의 각 암(498)은 지지범(46)의 노드(46A)를 지지하고 있기 때문에, 질량부(43, 44, 45) 의 진동이 기판(42)에 전해지는 것을 억제한다.

.따라서, 미와 같이 구성되는 본 실시형태에서도, 상기 제 ) 실시형태와 동일한 작용효과를 얻을 수 있다. 특히 본 실시형태의 구성메서는, 중앙 질량부(43)와 외촉 질량부(44) 사이에 프레임형상 질량부(45)를 형 성한다. 따라서, 각속도 요가 기해지지 않을 때에는, 중앙 질량부(43)는 프레임형상 질량부(45)대에서 X 촉방향으로만 진동할 수 있다.

때라서, 프레임형상 질량부(45)는 지자범(46)의 편합에 Y축방향으로의 변위가 되어 중앙 질량부(43)에 전해지는 것을 막을 수 있다. 따라서, 검출정말도를 더욱 향상시킬 수 있다.

다음으로, 도 또는 본 발명의 제 4.실시형태를 나타낸다. 본 실시형태의 특징은 고정부에 포크형상의 안을 형성하는 것에 있다. 본 실시형태에서는 상기 제 3.실시형태와 동일한 구성요소에 동일한 부호를 붙미고, 그 설명을 생략하기로 한다.

고정부(61)는 지지밤(46)의 각 노드(46A)를 기판(42)에 접속한다. 상기 고정부(61)는 제 3 실시형태와 마찬가지로, 기판(42)상에 고정된 프레임형상의 시트(61A)와 상기 시트(61A)의 내폭부위에 형성된 맘(61B)을 포함한다.

암(618)은 기단측이 시트(61A)의 [부위에서 고정되고 그 선단측이 대략 T자형상으로 분기된 분기부(61B 1)와, 삼기 분기부(6181)의 선단측에서 X측방향으로 돌출하고, 지지밤(46)의 노드(46A)를 지지하는 지지 돌부(61B2, 61B2)를 포함한다. 이들 분기부(61B1)와 지지돌부(61B2)는 기판(42)으로부터 이격되어 있다.

[따라서, 미와 같이 구성되는 본 실시형태에서도 : 제 3·실시형태와 동일한 작용효과를 얻을 수 있다. 특히 본 실시형태에서는 고정부(61)의 분기부(6181)가 포크형상을 갖는다. 따라서, 분기부(6181)의 기단측을 서트(61A)(기판(42))의 1부위에서만 고정할 수 있다.

[[다라서, 기판(42)의 열평향, 열수축 등에 의하며 지지범(46)의 각 노드(46A) 사이에서 기판(42)의 첫수 D 가 변화하는 경우에도, 각 노드(46A) 사이의 간격을 확대 또는 축소시키는 방향으로 작용하는 응력이 기 판(42)측으로부터 암(61B), 지지범(46) 등에 가해지는 것을 방지할 수 있다. [[다라서, 신뢰성을 높일 수 있다.

다음으로, 도 10 내지 도 13은 본 발명의 제 5 실시형태를 나타낸다. 본 실시형태의 구성의 특징은 각속도 센서에 각속도와 가속도의 양자가 기해결 때에, 각속도를 가속도로부터 분리하여 검찰하는 것에 있다. 본 실시형태에서는, 상기 제 1 실시형태와 동일한 구성요소에 동일한 부호를 붙이고, 그 설명을 생략하기로 한다.

참조번호 7/은 본 실시형태의 각숙도 센서를 LIEI낸다. 상기 각숙도 센서(71)의 기판(72)상에는 예를 들면 저저항의 실리본 재료 등을 사용하며 중앙 질량부(73), 외촉 질량부(74, 75), 지지밤(76), 질량부 지지밤(77, 78), 고정부(79), 구동전국(81, 82), 고정촉 검출전국(85, 86), 가동촉 검출전국(87, 68; 89, 90)이 형성되어 있다.

각속도 센서(71)에서는, 고정촉 검출전국(65, 86)과 가동촉 검출전국(67, 88, 89, 90)에 의하여 형성되는 커페시타(CI), C2, C3, C4)(도 13 참조)가 거의 동등한 전국패턴을 갖도록 형성된다. 기판(72)의 중앙 근방에 배치된 제 1 질량부로서의 중앙 질량부(73)는 예를 들면 사각형의 평판형상으로 형성되어 있다. 중앙 질량부(73)는 지지범(76)과 질량부 지지범(77, 76)을 통하며 외혹 질량부(74, 75)와 연결된다. 이들 질량부(73, 74, 75)는 도 10, 도 11에 나타낸 바와 같이 기판(72)과 평행한 평면내에서 Y 축방향을 따라서 거의 직선형상으로 배치된다. 후술하는 바와 같이 각속도, 가속도 등의 외력이 가해지면, 그 외력에 상용하는 코리올리형 또는 관성력이 중앙 질량부(73)에 가해지고, 따라서 중앙 질량 부(73)가 질량부 지지범(77)을 통하여 V축방향으로 변위한다.

제 2 질량부로서의 한쌍의 외측 질량부(74, 75)는 V축방향으로 중앙 질량부(73)의 전후 양측에 배치된다. 상기 외측 절량부(74, 75)는 예술 들면 4각형의 평판형상으로 형성되며, 각 자지밤(76)의 양단에 질량부 지지방(78)을 통하여 각각 연결되어 있다. 그리고, 외측 질량부(74, 75)는 중앙 질량부(73)와 마찬가지로, 각속도, 가속도 등의 외력이 가해질 때 질량부 지지밤(78)을 통하며 Y축 방향으로 변위한다.

질량부(73, 74, 75)의 질량과 지지범(77, 76)의 스프링 상수는 설정되어 있으며, 호술하는 바와 같이 질량부(73, 74, 75)가 각속도  $\Omega$  및 가속도  $\alpha$ 로 함께 변위할 때에는, 이들 변위량이 서로 거의 동등하도록 구성되어 있다.

예를 들면 2개의 지지범(76, 76)은 중앙 질량부(73)의 좌부 양촉에 배치되며, 또한 X축방향으로 편향가능하게 형성되며, 서로 거의 동등한 길이를 가지고 Y축방향으로 연장되어 있다.

각숙도 센서(71)의 작동시에는, 도 12에 나타면 바와 같이, 서로 인접하는 중앙 질량부(73)와 외축 질량 부(74, 75)가 역위상으로 X축방향으로 전동한다. 중앙 질량부(73)가 전동에 의하여 화살표 회방향으로 변 위할 때에는, 외축 절량부(74, 75)가 화살표 32방향으로 변위한다. 이 경우, 지지범(76)의 길이방향 중간 부위에는 전동시에 거의 일정한 위치를 유지하는 4개의 노드(76A)가 배치되어 있다.

제 1 질량부 지지범(??, ??)은 V축방향으로 편향가능하게 형성된다. 각 제 1 질량부 지지범(??)은 중앙질량부(?3)의 좌우 양축과 각 지지범(?6)의 길미방향 중간부위를 연결하고, 중앙 질량부(?3)를 Y축방향으로 변위가능하게 지지하고 있다.

제 2 질량부 지지범(78, 78)은 V축방향으로 편향가능하게 형성된다. 제 2 질량부 지지범(78)은 외축 질량 부(74, 75)의 좌우 양축과 각 지지범(76)의 단부를 각각 연결하며, 질량부(74, 75)를 V축방향으로 변위가 능하게 지지하고 있다.

예를 들면 4개의 고정부(79, 79, …)는 지지빔(76)의 노드(76A)를 기판(72)에 접속한다. 각 고정부(79)는 제 1 실시형태와 마찬가지로, 시트(79A)와 암(79B)을 포함한다. 고정부(79)는 지지빔(76)을 노드(76A)에 서 지지함으로써, 질량부(73, 74, 75)의 진동이 기판(72)측에 전해지는 것을 억제한다.

구동전국용 지지부(80, 80)는 외혹 절량부(74, 75)의 전후 양혹에 형성된다. 고정촉 구동전국(81, 81)은 상기 각 구동전국용 지지부(80)에 형성되며, 각각 민터디지탈패턴으로 배치된 복수의 전국판(81A)을 가지 고 있다.

가동축 구동전국(82, 82)은 각 고정축 구동전국(81)에 대응하여 외축 질량부(74, 75)에 형성된다. 각 가 동축 구동전국(82)은 고정축 구동전국(81)의 각 전국판(81A)과 인터디지탈결합하는 복수의 전국판(62A)을 가지고 있다.

진동발생기으로서의 진동발생부(83, 83)는 기판(72)과 외축 질량부(74, 75) 사이에 형성된다. 각 진동발 생부(83)는 고정축 구동전국(81)과 가동축 구동전국(82)을 포함하며, 외축 질량부(74, 75)를 도 10중의 화살표 al, a2방향으로 진동시킨다.

기판(72)상에 형성된 예를 틀면 2개의 검출전국용 지지부(84, 84)는 중앙 질량부(73)의 전후 양측에 위치하여 외촉 질량부(74, 75) 사이에 배치되어 있다.

고정촉 검출전국(85)은 각 검출전국용 저지부(84)중의 한 지지부(84)로부터 전후방향으로 돌출형성되며, 중앙: 질량부(73)촉에 배치된 복수의 전국판(854)과。 외촉 질량부(74)촉에 배치된 복수의 전국판(858)를 갖는다. 이들 전국판(854,858)은 각각 인터디지탈패턴으로 배치된다.

고정축 검출전국(86)은 다른 검출전국용 지지부(84)로부터 전후방향으로 돌출되며, 중앙 결량부(73)측에 배치된 복수의 전국판(86A)과, 외축 질량부(75)측에 배치된 복수의 전국판(86B)을 가지고 있다.

가동측 검출전국(87)은 한 고정촉 검출전국(85)을 향하며 돌출형성된다. 가동측 검출전국(87)은 고정촉 검출전국(85)의 전국판(85A)과 인터디지탈결합하는 복수의 전국판(87A)을 가지며, 상기 고정촉 검출전국 (85)과·함께 평행평판 커페시터(CI)를 구성하고 있다.

이 경우, 가동속 검출전국(87)은 도 10에 나타낸 바와 같이, V축방향으로 전극판(87A)의 일측에 형성된 전국 간격 dI이 타측에 형성된 전국 가격 &보다도 작게 형성되어 있다(di <d2), 이 구성에서, 커패시터 (C1)의 정전용량에 크게 영향을 미치는 전국 간격 d은 중앙 질량부(73)가 V축방향으로 화살표 bi방향으로 변위하였을 때에 ভ마진다. 미에 따라서, 커패시터(C1)의 정전용량은 중앙 질량부(73)가 화살표 bi방향으로 변위하였을 때에 증마진다. 미에 따라서, 커패시터(C1)의 정전용량은 중앙 질량부(73)가 화살표 bi방향으로 변위하였을 때에 증대하고, 중앙 질량부(73)가 화살표 bi방향으로 변위하였을 때에 감소한다.

기동측 검출전극(88)은 중앙 질량부(73)으로부터 다른쪽의 고정측 검출전극(86)을 향하며 돌출한다. 상기가동측 검출전극(88)은 가동측 검출전극(87)과 마찬가지로, 고정촉 검출전극(86)의 전극판(86A)과 민터디지탈결합하는 전국판(88A)을 가지며, 고정촉 검출전극(86)과 함께 커페시터(C2)를 구성하고 있다.

커패시터(D2)의 정전용량은 중앙 질량부(73)의 변위방향에 대하여 커패시터(미)와 반대로 증가 또는 감소하도록 설정된다. 즉 이 구성에서는, 중앙 질량부(73)가 b1방향으로 변위하였을 때에 정전용량이 감소하고, 중앙 질량부(73)가 b2방향으로 변위하였을 때에 정전용량이 증대한다.

제 2 가동축 검출전국(89)은 외축 질량부(74, 75)중 하나, 즉 질량부(74)에 형성된다. 상기 가동축 검출 전국(89)은 전국을 사미에두고 고정축 검출전국(85)의 전국판(858)과 Y축방향으로 인터디지탈결합하는 복 수의 전국판(89A)을 가지며, 고정촉 검출전국(85)과 함께 커패시터(C3)을 구성하고 있다.

이 경우, 가동흑 검출전급(89)은 고정촉 검출전급(85)(검출전급용 지지부(84)를 사이에두고 사혹방향으로 가동촉 검출전급(87)의 반대측에 배치되어 있다. 이 구성에서, 커패시터(C3)의 정전용량은 외촉 질량부 (74)가 b1방향으로 변위하였을 때에 감소하고, 외촉 질량부(74)가 b2방향으로 변위하였을 때에 증대한다.

제 2 가동측 검출전국(90)은 다른쪽의 외측 질량부(75)에 형성된다. 가동측 검출전국(90)의 전국판(90A)은 가동촉 검출전국(88)과 마찬가지로, 고정촉 검출전국(86)의 전국판(88B)과 함께 커패시터(C4)를 구성하고 있다. 그리고, 커패시터(C4)의 정전용량은 외촉 질량부(75)가 bi방향으로 변위하였을 때에 증대하고, 외축 질량부(75)가 b2방향으로 변위하였을 때에 감소한다.

기판(72)과 질량부(73, 74) 사이에 외력 검출기르서의 각속도 검출부(9)가 형성된다. 각속도 검출부(9)는 고정혹 검출전극(85, 86)중 하나, 즉 고정촉 검출전극(85)과, 가동촉 검출전극(87, 89)을 포함한다. 커패시터(C1, C3)가 서로 병렬로 접속되며 있다. 각속도 센서(71)의 작동시에는 효술하는 바와 같이 질량 부(73, 74)가 Y촉방향으로 변위하면, 각속도 검출부(91)전체로서의 정전용량이 변화한다.

기판(72)과 질량부(72, 75)사이에는 외력 검출기으로서의 다른 각속도 검출부(92)가 형성된다. 상기 각속도 검출부(92)는 고정촉 검출전극(85, 86)중의 다른 해나, 즉 고정촉 검출전극(86)과, 가동촉 검출전극(88, 90)을 포함한다. 커페시터(C2, C4)가 병렬로 접속되어 있다. 각속도 검출부(92)는 질량부(73, 75)가 V촉방향으로,변위함으로써, 정전용량이 변화하도록 구성되어 있다.

[[[라서, 각속도 검출부(91])는 질량부(73, 74)의 변위량을 커패서터(C1, C3)의 용량변화로서 합성한다. 각 속도 검출부(92)는 질량부(73, 75)의 변위량을 커패시터(C2, C4)의 용량변화로서,합성하며, OI에 따라서 각속도 센서(71)는 호술하는 비와 같이 각속도 요를 가속도 요로부터 분리하며 검출한다.

본 실지형태의 각속도 센서(71)의 작동에 대하며 설명한다.

먼저,, 각속도 센서(71)의 작동서에는, 각 진동발생부(83)에 교류의 구동신호를 직류바이어스전압과 함께 인가한다. 그리고, 지지범(76)에 각각 X축방향으로 편향됨으로써, 중앙 필량부(73)와 외촉 질량부(74, 75)가 서로 역위상으로 화살표 g1, g2방향으로 진동한다.

또한, 각속도 센서(71)에 7속에 관한 각속도 여가 가해지면, 중앙 질량부(47)에는 고리올리힘 FI이 화살 표 bl방향으로 부가된다. 또한, 외촉 질량부(74, 75)는 중앙 질량부(73)와 반대의 속도방향으로 진동하고 있기 때문에, 이 속도방향에 대응하며 반대방향의 고리올리힘 F2가 화살표 b2방향으로 부가된다.

이 결과, 예를 들면 중암 결량부(73)는 결량부 지지범(77)을 통하며 화살표 비방향으로 변위하고, 외축 질량부(74, 75)는 질량부 지지범(78)을 통하며 화살표 62방향으로 변위한다. 이들 변위에 의하며 각축도 검출부(9), 92)의 정전용량이 변화한다. 또한, 이 상태에서 Y축방향의 가축도 효가 동시에 가해지면, 질량부(73, 74, 75)에는 이 가축도 효에 상응하는 관성력 FaOI 인가된다.

때라서, 도 13을 참조하면서 각속도 검출부(91, 92)의 정진용량의 변화에 대하며 설명하겠다.

먼저, 잘랑부(73, 74, 75)에 각축도 요와 기속도 요가 가해진다. 각축도 검출부(91)에서는 예를 들면 잘 응부(73, 74)가 코리올리힘 F1, F2에 의하여 화살표 b1, b2방향으로 각각 변위한다. 미에 따라서, 커페서 타(C1, C3)의 전국 간격은 초기상태와 비교하여 즙마지므로, 정전용량은 각각 증대한다. 여기에서는 코리 올리함 F1'및 F2가 각각 관성력 Fa보다도 큰 경우를 예로 틀어 설명한다.

이 경우, 중앙 질량부(73)에는 코리올리힘 Fi과 관성력 Fa의 양자가 커패시터(미)의 정전용량을 증태시키는 방향으로 작용한다. [따라서, 커패시터(C1)의 정전용량의 변화량 &C1은 각속도 성분 △Cw와 수학식 2 로 표현되는 가속도 성분 △Ca의 합계이며, △Cw(△Cw≥0)은 커패시터(C1)의 정전용량의 변화량중에서 각 속도~요에 의한 변화분이고, △Cw(△Cw≥0)은 관성력 Fa에 의한 변화분이다.

ACCIT SCATTLACA

또한 / 커패시터(C3)에는 외촉 잘랑부(74)에 가해지는 교리올리험 F2가 정전동량을 중대시키는 방향으로 작용하고, 관성력 F6가 교리올리힘 F2와 반대방향으로 작용한다. [[다라서, 커패시터(C3)의 정전용량의 변 화량 (AC3은 하기의 수학식 3과 같이 각속도 성분 ACW과 가속도 성분(-AC6)의 합계와 동등하다.

KONTACH TENE

(CD) 시, 각속도 검출부(91)전체로서의 정전용량의 변화량 ΔCA를 하기 수학식 4에 의하여 산출하면, 커패 시터(CI), C3)의 가속도 성분 ΔCαOI 상쇄된다. CD라서, 정전용량의 변화량 ΔCA은 각속도 성분 ΔCA에 대응한 값을 갖는다.

ACCAL HACCH LACCE HACKS - ACCALING WEACH TRACKS

각속도 검출부(92)에 대하여 설명하면, 예를 들면 각속도 검출부(92)의 질량부(73, 75)가 코리율리힘 타, F2에 의하면 화살표 터, b2방향으로 변위한다. 이에 [따라서, 커패시터(C2, C4)의 전국 간격은 모두 초기 상태와 비교하여 넓어지기 때문에, 이들 정전용량은 각각 감소한다.

이 경우, 커패시터(C2)에는 중앙 질량부(73)에 가해지는 고리올리힘 FT과 관성력 Fa의 양자가 전국간격을 넓혀서 정전용량을 감소시키는 방향으로 작용한다. 따라서, 변화량  $\Delta$ C2은 하기의 수학식 5에 나타낸 바와 같이, 각속도 성분( $-\Delta$ Cx)와 가속도 성분( $-\Delta$ Ca)의 합계와 동등하다.

커패시터(C4)에는 외촉 질량부(75)에 기해지는 코리올리힘 F2가 점전용량을 감소시키는 방향으로 작용한다. 관성력 Fa가 코리올리힘 F2와 반대방향으로 작용한다. 따라서, 변화량  $\Delta$ 여운 하기 수학식 6과 같이 각속도 성분( $-\Delta$ Cw)와 가속도 성분  $\Delta$ Ca의 합계와 동등하다.

aC4 = s4Cmc18Ca

때라서, 각속도 검출부(92) 전체로서의 정전용량의 변화량 ΔCB을 하기 수화식 7에 의하여 산출하면, 커 패시터(C2, C4)의 가속도 성분 ΔCG가 상쇄되며, 정전용량의 변화량 ΔCB는 각속도 검출부(91)와 마찬가 지로 각속도 성분 ΔCW에만 대응하는 값이 된다.

ACH = ACP + ACR = -ACR - ACR - ACR + ACR = -PACR

각속도 센처(71)의 작동시에는, 각속도 검출부(91, 92)로부터 정전용량의 변화량 ΔCA, ΔCB에 상용하는 진호가 출력된다. 차동 증폭기 등에 의해 미들 신호를 처리함으로써, 각속도 Δ를 정밀도좋게 검출할 수 있다.

교리올리한 F1, F2보다도 관성력 Fa가 큰 경우에는, 외촉 질량부(74, 75)가 화살표 b1방향으로 변위한다. 미 경우에도, 가속도 성분 ACa은 상쇄된다. 따라서, 각속도 요를 검출할 수 있다. 게다가, 마찬가지로 작속도 센서(71)에 화살표 b2방향의 가속도 α가 가해지는 경우에도 각속도 요를 가속도 α로부터 분리하 대 거출할 수 이다.

[따라서, 이와 같이 구성되는 본 실시형태에서도, 상기 제 1, 제 2 실시형태와 동일한 작용효과를 얻을 수 있다. 특히 본 실시형태의 구성에서는, 질량부(73, 74)의 변위량을 커패시터(C1, C3)의 용량변회로서 합 성 상태에서 검출하는 각속도 검출부(91)와, 질량부(73, 75)의 변위량을 커패시터(C2, C4)의 용량변화로 서 합성 상태에서 검출하는 각속도 검출부(92)를 형성하고 있다.

따라서, 각속도 검출부(91, 92)는 각속도 센서(71)에 고축에 관한 감속도 효뿐만 마니라, Y축방향의 가속도 효가 가해지는 경우에도, 이 가속도 효에 의한 정전용량의 변화를 소개하며 확실하게 제거할 수 있다. 각속도 효를 가속도 효료부터 분리하며 안정적으로 검출할 수 있음과 마울러, 그 검출정말도를 더욱 높일 수 있다.

D) 경우, 각속도 검출부(91)에서는, 고정촉 검출전극(85)과 가동촉 검출전극(87, 89)를 서로 대항시켜서 커패시터(CI, C3)을 병렬로 접속하고, 커패시터(CI, C3)의 정전용량의 변화를 병렬로 검출한다. 게다가, 각속도 검출부(92)에서는, 고정촉 검출전극(86)과 가동촉 검출전극(88, 90)을 서로 대항시켜서 커패시터 (C2, C4)를 병렬로 접속하고, 커패시터(C2, C4)의 정전용량의 변화를 병렬로 검출한다. 따라서, 각속도 요와 가속도 교에 상응하는 정전용량의 변화량중에서 커패시터(CI, C3)의 가속도 성분 소C4, 및 커패시터 (C2, C4)의 가속도 성분 소C4를 확실하게 상쇄할 수 있다. 복잡한 연산처리를 행하지 않고, 간단한 전략 구조로 각속도 성분 소C4만을 검출할 수 있다.

다음으로, 도 14 내지 도 17은 본 발명의 제 6 실시형태를 나타낸다. 본 실시형태의 특징은 각속도와 가속도를 개발적으로 검출하도록 외력 측정장치를 구성한 것에 있다. 본 실시형태에서는, 상기 제 1 실시형태와 동일한 구성요소에 동일한 부호를 붙이고, 그 설명을 생략하기로 한다.

참조번호 101은 본 실시형태의 외력 센서를 LIEIU다. 외력 센서(101)의 기판(102)상에는, 후술하는 중앙 질량부(103), 외촉 질량부(104, 105), 프레임형상 질량부(106, 107), 저지빔(108), 질량부 지지빔(109, 110), 연결부(111), 고정부(112), 구동전국(114, 115), 고정촉 경출전국(118, 119, 120, 121), 가동촉 검 출전국(122, 123, 124, 125)미 형성되며 있다.

제 1 질량부로서의 중앙 질량부(103)는 기판(102)의 중앙 근방에 배치되고, 도 14; 도 15에 나타낸 바와 같이, 상기 제 3 실시형태와 마찬가지로, 프레임형상으로 형성된다. 중앙 질량부(103)는 횡프레임부 (103A), 종프레임부(1038) 및 중간 프레임부(103)를 포함한다.

중앙 질량부(103)는 지지범(108), 질량부 지지범(109, 110) 및 연결부(111)를 통하며 외촉 질량부(104, 105)와 프레임형상 질량부(106, 107)에 연결된다. 미들 질량부(103, 104, 106, 107)는 저지밤(108)에 의하여 X촉방향으로 변위가능하게 자지됨과 마울러, Y축방향을 따라서 거의 직선형상으로 배치된다. 또한, 중앙 질량부(103)는 질량부 지지범(109)에 의하여 Y축방향으로 변위가능하게 지지되어 있다.

제 2 질량부로서의 한쌍의 외축 질량부(104, 105)는 중앙 질량부(103)의 Y축방향 양측에 배치된다. 외축 질량부(104)는 도 15에 나타낸 바와 같이 황프레임부(104A)와 증프레임부(104B)를 갖는 사각형의 프레임 혈상으로 형성된다. 또한 외축 질량부(105)도 외축 질량부(104)와 동일한 프레임혈상으로 형성되어 있다. 그리고, 외축 질량부(104, 105)는 질량부 지지밤(110)에 의하여 Y축방향으로 변위가능하게 지지되어 있다.

제 3 질량부로서의 프레임형상 질량부(106)는 중앙 질량부(103)와 외축 질량부(104, 105) 사이에 배치된다. 프레임형상 질량부(106)는 제 3 실시형태와 마찬가지로, 중앙 질량부(103)를 둘러싸는 사각형의 프레임형상 질량부로 형성되며, 횡프레임부(106A)와 종프레임부(106B)를 가지고 있다. 프레임형상 질량부 (106)의 외축 부위가 연결부(111)를 통하며 지지범(108)과 연결되며, 그 내측 부위가 질량부 지지범(10.9)을 통하며 중앙 질량부(103)에 연결되며 있다.

제 4 질량부로서의 프레임형상 질량부(107, 107)는 각각 외측 질량부(104, 105)를 둘러싸도록 배치된다.

각 프레임형상 질량부(107)는 횡프레임부(107A)와 종프레임부(107B)를 갖는 사각형의 프레임형상 질량부로 형성된다. 그 외축 부위가 지지범(108)에 면결됨과 마울러, 그 내측 부위가 질량부 지지범(110)을 통하여 외축 질량부(104, 105)에 연결되어 있다.

지지범(108, 108)은 질량부(103~107)를 X축방향으로 변위가능하게 지지한다. 상기 각 지지범(108)은 프 레임형상: 질량부(106)의 좌우 양축에 배치되며, Y축방향으로 연장되어 있다. 외력 센서(101)의 작동시에 는, 질량부(103, 106)과 질량부(104, 105, 107)이 지지범(108) 등을 통하며 거의 역위상으로 X축방향으로 진동한다. 이 때 각 지지범(108)의 길이방향 중간부위에는 거의 일정한 위치를 유지하는 4개의 노드 (1084)가 배치되어 있다.

체 1 질량부 지지범(109) 109, (\*\*)는 중앙 질량부(103)와 프레임형상 질량부(106)를 연결한다. 각 제 1 질량부 지지범(109)은 외축 질량부(104, 105)를 4개의 모처리에서 V축방향으로 변위가능하게 지지하고 있다.

참조번호 (14), 14)은 프레임형상 결량부(106)와 지지범(106)을 면결하는, 좌우족에 형성된 면결부를 나타 내며, 경기 각 면결부(111)는 높은 강성을 가지고 현성되며, 프레임형상 질량부(106)가 V축방향으로 변위 하는 것을 규제하고 있다.

·고정부(112)는 저지밤(108)을 기판(102)에 접속한다. 장기 고정부(112)는 기판(102)상에 고정된 프레임형 ·상의·씨트(1124)와, 상기 세트(1124)로부터 내속에 돌출하며 지지범(108)의 노드(1084)에 면결된 예를 들 ·면 4개의 암(1128)을 포함하며, 질량부(103~107)의 전동이 기판(102)에 전해지는 것을 억제한다.

기판(402)상에 협정된 예를 들면 4개의 구동전국용 지지부(113, 113, 41)는 외촉 질량부(104, 105)의 전 후 양촉에 위치한다. 고정촉 구동전국(114, 114, 41)은, 각 규동전국용 지지부(113)에 형성된다. 각 고정 촉하구동전국(114)의 전국판(1144)은 각 프레임형상 질량부(107)에 형성된 가능촉 구동전국(115, 115, \*\*\*)의 전국판(1154)과 인터디지탈결합된다.

·진동발생기으로서의 ·진동발생부(116., 116., 116.)는 구동전국(114., 115)으로 협성된다. 각·진동발생부(116) 는·외혹·결량부(104., 105)를 도 14중의 화살표 al., a2방향으로 진동시키는 것이다.

기판(102)상에 형성된 예를 들면 4개의 검찰전국용 지지부(117, 117, 117, 117)는 결량부(103, 104, 105)의 내 속에 위치한다. 각 검찰전국용 지지부(112)에는 복수의 전국판(1184, 1194, 1204, 1214)을 갖는 고정축 검찰전국(118, 119, 120, 121)이 각각 형성되어 있다.

기동축 검출전국(122, 123)은 중앙 절량부(103)의 중간 프레임부(1030)로부터 전축방향으로 돌출형성된다. 가동축 검출전국(124, 125)은 외축 질량부(104, 105)의 내혹단에 돌출형성된다. 가동축 검 출전국(122, 123, 124,, 125)의 전국판(1224, 1234, 1244, 1254)은 고정축 검출전국(118, 119, 120, 12 1)의 전국판(1184, 1194, 1204, 1214)와 각각 인터디지탈결합된다.

제 1 변위량 검출부(126) 127)는 후술하는 외력 검출부(13)를 구청한다. 제 1 변위량 검출부(126) 127) 중 한쪽의 검출부(126)는 고정촉 검출전극(118)와 가동촉 검출전극(122)을 포함한다. 이들 전극은 중앙 질량부(103)가 화살표 b1병향으로 변위할 때 정전용량이 증가하고 중앙 질량부(103)가 화살표 b2병향으로 변위할 때에 정전용량이 감소하는 커피시터(01)를 구성하고 있다.

또한, 다른쪽의 변위량 검출부(127)는 검출전국(119, 123)을 포함한다. 이들 전국은 중앙 질량부(103)가 화살표 bl방향으로 변위할 때에 정전용량이 감소하고, 중앙 질량부(103)가 화살표 b2방향으로 변위할 때 에 정전용량이 증대하는 커패시터(C12)를 구성하고 있다.

제 2 변위량 검출부(128; 129)는 외력 검출부(130)을 구성한다. 변위량 검출부(128; 129)중 한쪽의 검출 부(128)는 고정촉 검출전곡(120)과 가동촉 검출전금(124)을 포함한다. 이들 전곡은 외촉 결량부(104)가 화살표 bl방향으로 변위할 때에 정전용량이 감소하고, 외촉 질량부(104)가 화살표 b2방향으로 변위할 때 에 정전용량이 좀대하는 커페시터(C13)을 구성하고 있다.

또한, 다른쪽의 변위량 검출부(129)는 검출 전극(121, 125)을 포함한다. 미들 전국은 외혹 질량부(105)가 화살표 bl방향으로 변위할 때에 정전용량이 증대하고, 외촉 질량부(105)가 화살표 b2방향으로 변위할 때 에 정전용량이 감소하는 커페시터(C14)를 구성하고 있다.

도 16에 있어서, 외력 검출기으로서의 외력 검출부(130)는 외력 센서(101)에 가해지는 각속도 Ω와 가속 도 α를 검출한다. 외력 검출부(130)는 4개의 변위량 검출부(126, 127, 128, 129)와, 외력 센서(101)에 접속된 외력 연산부로서의 기산 증폭기(131, 132, 133, 134), 차동 증폭기(135, 136)을 포함한다.

여기서, 가산 증폭기(131)는 변위량 검출부(127, 129)에 의하여 검출되는 커패시터(Cl2, Cl4)의 정전용량 의 변화량을 가산하여, 처동 증폭기(135)에 출력한다. 또한, 가산 증폭기(132)는 변위량 검출부(126, 128)에 의하여 검출되는 커패시터(Cl1, Cl3)의 정전용량의 변화량을 가산하여 차동 증폭기(135)에 출력한다. 또한, 가산 증폭기(133)는 변위량 검출부(127, 128)에 의하여 검출되는 커패시터(Cl2, Cl3)의 정전용 량의 변화량을 가산하여 차동 증폭기(136)에 출력한다. 게다가, 가산 증폭기(134)는 변위량 검출부(126, 129)에 의하여 검출되는 커패시터(Cl1, Cl4)의 정전용량의 변화량을 가산하여 차동 증폭기(136)에 출력한다.

또한, 차통 증폭기(135)는 가산 증폭기(131, 132)로부터의 출력신호간의 차를 각속도 α에 대응하는 검출 신호로서 동기 검파기(137)에 출력한다. 동기 검파기(137)는 예를 들면 진동 발생부(116)의 진동 주파수 에 대응한 일정한 주기로 검출신호를 동기정류하여 적분함으로써, 노미즈 등을 제거한다. 또한, 차통 증 품기(136)는 가산 증폭기(133, 134)로부터의 출력신호간의 차를 가속도 α에 대응하는 검출신호로서 출력 한다. 본 실시형태의 외력 센서(101)의 검출동작을 도 17을 참조하면서 설명하겠다.

먼저, 외력 센서(101)를 작동시키면, 질량부(103, 106)와 질량부(104, 105, 107)은 지지빔(108)을 통하며 역위상으로 화살표 a1, a2방향으로 진동한다.

그리고, 외력 센서(101)에 각속도  $\Omega$ 와 가속도  $\alpha$ 가 가해지면, 중앙 질량부(103)에는 예를 들면 각속도  $\Omega$ 에 의한 코리올리힘 F1이 화살표 b/방향으로 부가된다. 외촉 질량부(104, 105)에는 코리올리힘 F1과 반대방향의 코리올리힘 F2가 화살표 b/강향으로 부가된다. 또한, 질량부(103, 104, 105)에는 가속도  $\alpha$ 에 의한 관성력 Fa가 화살표 b/방향으로 가해지게 된다.

대기서, 코리올리힘 F1, F2가 관성력 Fa보다 큰 경우에는, 예를 들면 중앙 질량부(103)는 질량부 지지빔 (109)을 통하며 화살표 허빙향으로 변위하고, 외축 질량부(104, 105)는 질량부 지지빔(110)을 통하며 화 살표 b2방향으로 변위하고, 동시에 변위량 검출부(126, 127, 128, 129)의 정전용량이 변화한다.

이 경우, 변위량 검출부(126)에는 상기 제 5 실시형태에 있어서의 커패시터(C1)의 경우와 마찬가지로, 중앙 결량부(103)에 가해지는 고리올리힘 Fi과 관성력 Fa의 양자가 커패시터(C11)의 정전용량을 증대시키는 방향으로 작용한다: 따라서, 커패시터(C11)의 정전용량의 변화량  $\Delta C11$ 은, 고리올리힘 F1에 대응한 각속도 성분  $\Delta Cw$ 와 관성력 Fa에 대응하는 가속도 성분  $\Delta Ca$ 를 사용하여 수학적 8과 같이 나타낼 수 있다.

ACCI 1-ACOUTACIÁ

또한, 변위량 검출부(127)에는, 코리올리힘 Fi과 관성력 Fa의 양자가 커페시터(C12)의 정전용량을 감소시 | 키는 방향으로 작용한다. 따라서, 커패시터(C12)의 정전용량의 변화량 스C12는 다음의 수학식 9와 같이 |나타벨 수 있다.

ACC12 = -ACTV-ACCA

또한, 변위량 검출부(128)에는, 코리올리합 F2가 커패서터(C13)의 정전용량을 증대시키는 방향으로 작용하고, 관성력 Fa가 코리올리합 F2와 반대방향으로 작용한다. 따라서, 커패시터(C13)의 정전용량의 변화량 AC13은 하기의 수학식 10와 같이 나타낼 수 있다.

ACTATACAV-ACTA

게다가, 변위량 검출부(129)에는, 코리올리합 F2가 커패시터(C14)의 정전용량을 감소시키는 방향을 작용하고, 관성력 Fa가 미것과 반대병향으로 작용한다. 따라서, 커패시터 C14의 정전용량의 변화량 스C14는하기의 수학식 11과 같이 나타낼 수 있다.

ACTA - ACTA-18CA

그리고, 가찬 증폭기(131)에 의하여 정전용량의 변화량 AC12, AC14를 가산하며, 가산 증폭기(132)에 의하여 정전용량의 변화량 AC11, AC13을 가산한다. 미를 가산결과의 차에 대응하는 검출신호 S1가 차통 증폭기(135)로부터 동기 검파기(137)을 통하여 출력된다. 미 경우, 검출신호(S1)는 상기 수학식 8 내지 11을 미용하여 하기의 수학식 12와 같이 나타낼 수 있다.

- ST 40124401444011440151
  - LECW-ACO-ACWI ACO-TECWIACO I ACW-ACO
  - -1 11 10

또한, 가산 증폭기(133)에 의하며 정전용량의 변화량  $\Delta$ C12,  $\Delta$ C13을 가산하며, 가산 증폭기(134)에 의하며 정전용량의 변화량  $\Delta$ C11,  $\Delta$ C14를 가산하면, 차동 증폭기(136)는 이를 가산 결과의 차에 대응하는 검출신호 \$2를 출력한다. 이 경우, 검출신호 \$2는 하기의 수학적 13과 같이 나타낼 수 있다.

- S2 = AC12+AC13-(AC1)1+AC14)
  - = 48CW-8C9+8CW-9C9+63CW+8C9-8CW+8C9)
  - = -15Cs

따라서, 각속도 센서(101)는 Z축에 관한 각속도  $\Omega$ 와 Y축방향의 가속도  $\alpha$ 가 동시에 가해지는 경우에도, 각속도와 가속도를 검출신호 S1, S2로서 개별적으로 검출할 수 있다. 또한, 코리올리힘 <math>F1, F2보다도 관성력 <math>F6가 큰 경우나 가속도  $\alpha$ 가 화살표 b2방향으로 가해지는 경우에 있어서도, 각속도  $\alpha$ 와 가속도  $\alpha$ 를 개별적으로 검출할 수 있다.

이와 같이 구성되는 본 실시형태에서도, 상기 제 1, 제 3, 제 5 실시형태와 동일한 작용효과를 얻을 수 있다. 특히 본 실시형태의 구성에서는, 중앙 질량부(103)의 V축방향으로의 변위량을 검출하는 변위량 검 출부(126, 127)와, 외축 질량부(104, 105)의 변위량을 검출하는 변위량 검출부(128, 129)와, 외력 검출부 (130)가 형성되어 있다. 미에 따라서, 외력 검출부(130)에서는 제 1 변위량 검출부(126, 127)에 의하여 검출한 중앙 질량부(103) 의 변위량과, 제 2 변위량 검출부(126, 129)에 의하여 검출한 외축 질량부(104, 105)의 변위량을 가산 중 폭기(131, 132, 133, 134), 차몽 증폭기(135, 136)에 의하여 가산 및 감산할 수 있다. 게다가, 이들 변위 량에 포함되는 각숙도 성분 ΔCm 및 가속도 성분 ΔCa를 개별적으로 연산할 수 있다.

[마라서, 외력 센서(101)는 각속도  $\alpha$  및 가속도  $\alpha$ 에 대응하는 검출신호 S1, S2를 정확하 도출할 수 있다. 단일의 외력 센서(101)에 의하며 Z축에 관한 각속도  $\alpha$ 와 Y축방향의 가속도  $\alpha$ 를 독립적으로 검출 할 수 있음과 마울러, 외력 측정장치로서의 성능을 향상시킬 수 있다:

또한, 외측 질량부(104, 105)를 각각 둘러싸는 2개의 프레임형상 질량부(107)를 형성하였으므로, 상기 각 프레임형상 질량부(107)는 지지범(108)의 편향이 변위로 바뀌어 미 변위가 외측 질량부(104, 105)에 전해 지는 것을 확실히 막을 수 있다. [따라서, 검출정밀도를 더욱 향상시킬 수 있다.

상기 제 3, 제 6 실시형태의 구성에서는, 고정부(49, 112)의 시트(49A, 112A)로부터 지지빔(46, 108)의 노드(46A, 108A)를 향하며 직선형상의 암(49B, 112B)를 돌출시킨다. 본 발명은 이것에 한정되지 않으며, 예를 들면 도 18에 나타낸 변형에와 같이, 고정부(49')의 시트(49A')와 암(49B') 사이에 대략 'U'지형상 의 완흥부(49C')를 형성해도 된다. 지지빔(46)의 편형에 의하여 암(49B')에 음력이 가해질 때에는, 완흥 부(49C')가 약간 편합되어 미 음력을 완흥한다. 또한, 제 6 실시형태에 있어서도, 고정부(112)의 시트 (112A)와 암(112B) 사이에 대략 'U'지형상의 완흥부를 형성해도 된다.

또한, 상기 제 6 실시형태에서는, 프레임형상 질량부(107)가 외촉 질량부(104, 105)를 둘러싸는 구성으로 하였으나, 본 발명은 미것에 한정되지 않으는다. 프레임형상 질량부(106, 107) 양자가 아니라, 중앙 질량 부(103)를 둘러싸는 프레임형상 질량부(106)만을 형성해도 된다. 외촉 질량부(104, 105)를 둘러싸는 프레 임형상 질량부(107)는 생략하고, 외촉 질량부(104, 105)를 제 5 실시형태와 마찬가지로 질량부 지지밤메 익하며 지지밤(108)에 연결해도 된다.

또한, 상기 제 6 실시형태에서는, 차등 증폭기(135)로부터 동기 검파기(137)을 통하며 각속도의 검출신호 (SI)을 출력하고, 차동 증폭기(136)로부터 가속도 &의 검출신호 S2를 직접적으로 출력하였으나, 본 발명 은 미것에 한하지 않는다. 차동 증폭기(135, 136)의 출력촉에는 예를 들면 거의 동일한 진동 주파수를 갖 는 고주파 노마즈 등을 검출신호 SI, S2로부터 제거하는 로페스 필터 등을 형성해도 된다.

### 프랑의 효율

이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 제 1 양태에 따르면, 기판성에 배치한 복수의 질량부를 지지밤에 의하여 서로 연결하고, 상기 각 질량부를 역위상으로 전동시킨다. 따라서, 예를 들면 일부의 질량부를 전동시킨으로써, 각 질량부를 지지밤을 통하며 서로 역위상으로 효율성증게 전동시킬 수 있다. 게다가, 지지밤의 중간 부위에는 질량부가 전동할 때에 지지밤이 기판에 대하여 거의 일정하게 위치할 수 있는 전동의 모드를 배치할 수 있다. 예를 들면 지지밤의 모드 부위를 기판측에 고정함으로써, 각 질량부의 진동상태를 안정시킬 수 있다. 따라 가속도로부터 분리하며 검출할 수 있다. 따라서, 검출동작을 만정시킬 수 있다.

비림적하게는, 교정부는 각 질량부가 서로 역위상으로 진동할 때의 노드에 대응하는 지지범의 부위를 기 판에 접속한다. 상기 고정부의 위치에서는, 각 질량부의 진동을 상쾌할 수 있다. 따라서, 진동이 지지범을 통하여 기판에 전해지는 것을 확실하게 막을 수 있다. 이에 따라서, 진동에너지를 기판측에 방산하지 않고, 각 질량부를 조정의 진폭, 진동속도 등으로 효율성좋게 진동시킬 수 있다. 케다가, 외력(각속도)의 검출감도를 안정시킬 수 있다. 또한, 각 질량부가 외력의 검출방향을 잘못 변위하는 것을 방지할 수 있다. 따라서, 외력의 검출정밀도 및 진뢰성을 높일 수 있다.

바람직하게는, 지지템은 각 질량부를 Z록방향으로 변위가능하게 지지하며, 외력 검출수단은 질량부가 Z축 방향으로 변위할 때의 각 질량부의 변위량을 검출한다. 따라서, 질량부를 X촉방향으로 진동시키면서, 각 질량부를 각속도, 기속도 등에 상용하여 Z축방향으로 변위시킬 수 있다. 미 변위량을 외력으로서 검출할 수 있다.

다음 바람직하게는, 각 질량부는 결량부 지지밤에 의하여 지지되며 V축방향의 변위량이 각속도로서 검출되는 제 1 질량부와, 상기 제 1 질량부의 양측에 위치하는 제 2 질량부를 포함한다. 따라서, 제 1 질량부를 시미에두고 제 2 질량부를 대청적으로 배치할 수 있으며, 각 질량부를 K축방향에 대하며 역위상으로 안정적으로 진동시킬 수 있다. 이 상태에서, 제 1 질량부가 질량부 지지밤을 통하며 Y축방향으로 변위할때의 제 1 질량부의 변위량을, 각속도로서 검출할 수 있다. 또한, 각속도가 가해지지 않을 때에는, 지지범이 X축방향으로 편향되으로써, 제 1 및 제 2 질량부를 X축방향으로만 진동시킬 수 있으며, 질량부 지지범은 사육방향으로 변위하지 않도록 유지할 수 있다. 따라서, 제 1 질량부가 지지범의 편향 등에 의하여 사육방향으로도 잘못 변위하는 것을 방지할 수 있다. 검출정밀도 및 신뢰성을 높일 수 있다.

바람직하게는, 제 2 질량부를 지지빔에 의하여 서로 X축방향으로 변위가능하게 연결하고, 제 3 질량부를 연결부에 의하여 지지빔에 연결하고, 제 1 질량부를 질량부 지지빔에 의하여 제 3 질량부대에 V축방향으로 로 변위가능하게 연결한다. 따라서, 제 1. 제 2 및 제 3 절량부 전체를 진동발생기에 의하여 X축방향으로 진동시키면서, 제 1 절량부가 각속도에 의하여 질량부 지지빔을 통하여 V축방향으로 단위할 때의 제 량부의 변위량을 각속도로서 검찰할 수 있다. 그리고, 각 질량부의 진동이 기판에 전해지는 것을 확실하 게 막을 수 있다. 각속도가 가해지지 않을 때에는, 제 3 질량부는 지지빔의 편화 등이 V축방향으로의 변 위로 바뀌어 제 1 절량부에 전해지는 것을 막을 수 있다. 검찰정밀도를 더욱 향상시킬 수 있다.

더욱 바람직하게는, 고정부는 각 결량부가 역위상으로 전통할 때의 노드에 대응하는 지지범의 부위를 기 판에 접속한다. 따라서, 각 질량부의 진동이 지지범을 통하여 기판에 전해지는 것을 확실하게 막을 수 있

비람칙하게는, 제 1 및 제 2 질량부는 V축방향으로 변위가능한 제 1 및 제 2 질량부 지지범을 통하며 지 지범에 연결된다. 따라서, 제 1 및 제 2 질량부는 지지범을 통하며 X축방향으로 진동하면서, 각속도 또는

가속도에 상용하며 V축방향으로 변위할 수 있다. 따라서, 외력 검출수단은 제 1 및 제 2 질량부의 변위량 을 사용하여 각속도 및 가속도를 검출할 수 있다.

게다가, 본 발명에 따르면, 제 1 및 제 2 질량부는 제 1 및 제 2 질량부 지지빔을 통하며 제 3 및 제 4 질량부에 연결되고, 상기 제 3 및 제 4 질량부는 지지빔에 연결된다. 제 1 및 제 2 질량부는 지지빔을 통하며 역위상으로 X촉방향으로 진동하면서, 각속도 및 가속도에 상용하며 Y촉방향으로 변위할 수 있다. 또한, 제 3 및 제 4 질량부는 지지빔의 편향 등이 제 1 및 제 2 질량부에 전해지는 것을 막을 수 있다.

바람직하게는, 고정부는 각 질량부가 역위산으로 진동할 때의 노드에 대응하는 지지범의 부위를 기판에 접속한다. 따라서, 각 질량부의 진동이 지지범을 통해며 기판에 전해지는 것을 확실하게 억제할 수 있다.

또한, 비람직하게는, 외력 검찰수단은 질량부가 서로 역위상으로 진동항과 동시에 검찰방향으로 각각 변위할 때의 질량부의 변위량을 합성하여, 검찰한다. 따라서, 예를 들면 각 질량부에 각속도와 가속도가 가해질 때에는, 질량부의 변위량을 가산, 감산 동에 의해 합성항으로써, 이들 질량부의 변위량중에서 질량부가 가속도에 의하여 동일한 방향으로 변위한 가속도 성분을 확실하게 상쇄할 수 있다. 예를 들면 각속도를 가속도로부터 분리하여 안정적으로 검출할 수 있다. 따라서, 외력 측정장치에 각속도뿐만 아니라, 충격 등에 의한 가속도가 가해지는 경우에도, 각속도의 검찰정밀도를 확실하게 향상시킬 수 있다.

바람직하게는, 외력 검출수단은 고정촉 검출전극에 대한 제 1 및 제 2 가동촉 검출전극의 변위량을 정전 용량의 변화로서 병렬로 검출한다. 따라서, 가동촉 검출전극과 고정촉 검출전극 사이에 2개의 커패시터를 병렬로 형성할 수 있다. 제 1 및 제 2 절량부에 각촉도와 가속도가 가해질 때에는, 제 1 및 제 2 가동촉 검출전국이 고정촉 검출전극에 대하며 동일한 방향으로 변위함으로써, 2개의 커패시터 사이에서 정전용량 의 변화량중의 가속도 성분을 확실하게 상쇄할 수 있다. 따라서, 복잡한 면산처리 등을 행하지 않고, 간 단한 전국구조에 의해 각속도 성분을 검출할 수 있다.

따라서, 제 1 및 제 2 질량부가 서로 역위상으로 전통하고 있는 상태에서 상기 각 질량부에 각속도가 가해질 때에는, 이들 질량부가 코리올리힘에 의하며 반대방향으로 변위한다. 미 결과, 예를 들면 제 1 및 제 2 가동측 검출전극의 양자를 고정촉 검출전극 근방에 위치시킬 수 있으며, 미들사이의 정전용량을 각속도에 상응하며 증가시킬 수 있다. 또한, 제 1 및 제 2 질량부에 가속도가 가해질 때에는, 미들 질량부가 동일한 방향으로 변위한다. 따라서, 제 1 및 제 2 기동측 검출전극중의 하나를 고정촉 검출전극 근방에 위치시키고, 다른 하나를 고정촉 검출전극으로부터 미국시킬 수 있다. 따라서, 가속도에 의한 각 검출전극사미의 정전용량의 변화를 상쇄할 수 있다.

또한, 바람직하게는, 외력 검출수단은 제 1 및 제 2 질량부의 변위량을 검출하는 제 1 및 제 2 변위량 검출부와, 상기 각 변위량 검출부의 검출결과를 사용하여 각속도와 가속도를 개별적으로 연산하는 외력 면산부를 포함한다. 따라서, 외력 면산부는 제 1 및 제 2 변위량 검출부에서 검출한 값의 함께 및 차를 구함으로써, 상기 각 검출값에 포함되는 가속도 성분과 가속도 성분을 개별적으로 연산할 수 있다. 따라서, 각 질량부의 각속도와 가속도를 각각 독립적으로 안정적으로 검출할 수 있다. 외력 측정장치로서의 성능을 향상시킬 수 있다.

비람직하게는, 외력 검찰기는 각각 인터디지탈패턴을 갖는 고정촉 검찰전국과 가동촉 검찰전국을 포함한다. 따라서, 고정촉 검찰전국과 가동촉 검찰전국의 전국부를 서로 인터디지탈결합시켜서, 대항하는 검찰전국 사이에 큰 면적이 생길 수 있다. 질량부가 외력에 의하여 Y촉방향으로 변위할 때에는, 그 변위량을검찰전국 사이의 거리(정전용량)의 변화로서 검찰할 수 있다.

본 발명을 특정의 실시형태와 관련하여 설명하였으나, 본 기술분이에 있어서 통상의 지식을 가진 자리면 여러가지 다른 변형과 변경 및 다른 응용이 가능하다는 것을 알 것이다. (따라서, 본 발명은 이상의 구체 적인 개시에 의해 한정되는 것이 아니라 첨부의 특허청구범위에 의해서만 한정되는 것이 바람직하다.

### (57) 경구의 범위

### 청구항 1

기판과, 상기 기판으로부터 미격되어 기판과 대형하며, X축, Y축 및 Z축방향의 3개의 작교하는 축방향증에서 Y축방향으로 배치되어, X축방향으로 서로 역위상으로 진동할 수 있는 복수의 질량부와, 상기 복수의 질량부를 진동시키기 위한 진동발생기와, 상기 각 질량부를 X축방향으로 변위가능하게 연결하는 지지범과, 상기 자지범과 상기 기판 사이에 형성되는 고정부와, 상기 각 질량부에 각숙도 또는 가숙도가 작용하였을 때에 상기 각 질량부가 Y축 및 Z축방향증의 한 방향으로 변위하는 변위량을 검출하는 외력 검 줄기를 포함하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치.

### 청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 고정부는 상기 각 질량부가 역위상으로 진동할 때의 노트에 대응하는 상기 지지 범의 부위를 상기 기판에 접속하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치.

### 경구항 3

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 지지밤은 상기 각 질량부를 Z축방향으로 변위가능하게 지지하고, 상기 외력 검출기는 상기 질량부가 Z축방향으로 변위할 때의 각 질량부의 변위량을 검출하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치.

### 청구항 4

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 각 질량부는 제 1 질량부와, Y축방향으로 상기 제 1 질량부의 양촉 에 각각 위치하는 제 2 질량부를 포함하고, 상기 제 1 질량부는 Y축방향으로 변위가능한 질량부 지지범을 통하여 상기 지지범에 지지되며, 상기 외력 검출기는 상기 제 1 질량부가 Y축방향으로 변위할 때의 상기 제 1 질량부의 변위량을 검출하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치.

### 청구항 5

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 외력 검출기는 상기 기판상에 상기 제 1 질량부와 대항하여 위치하는 고정촉 검출전국과, 상기 제 1 질량부에 형성되며 또한 7출방향으로 상기 고정촉 검출전국과 미국되어 대항하는 가동촉 검출전국을 포함하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치.

기판과, 상기 기판으로부터 미격되어 기판과 대형하며, X축, Y축 및 Z축방형의 3개의 직교하는 축방향증에서 Y축방향으로 배치되어, X축방향으로 진동할 수 있는 제 1 결량부와, 상기 복수의 결량부를 진동시키기 위한 진동발생기와, 상기 제 1 질량부를 사이에두고 상기 제 1 질량부의 Y축방향의 양축에 형성되며 또한 상기 진동발생기에 의하여 X축방향으로 진동할 수 있는 제 2 절량부와, 상기 제 1 질량부와 제 2 절량부와 사이에 위치하여 참기 제 1 절량부를 둘러싸는 제 3 절량부와, 상기 제 2 절량부를 서로 X축방향으로 변위가능하게, 면결하는 지지밤과, 상기 지지밤에, 상기 제 3 질량부를 연결하는 면결부와, 장기 제 3 질량부에 제 1 질량부를 Y축방향으로 변위가능하게 연결하는 결량부 지지밤과, 상기 기판과 상기 지지밤에, 사이에 형성되며 또한 상기 지지밤을 장기 기판에 접속하는 고정부와, 장기 제 1 질량부에 각속도가 작용할 때에 상기 제 1 질량부의 Y축방향으로의 변위량을 검출하는 외력 검출기를 포함하며, 상기 제 1 및 제 3 질량부와 제 2 및 제 4 질량부는 서로 역위상으로 진동하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치.

제 6 할에 있다서, 장기 교정부는 장기 제 1 및 제 3 절량부와 제 2 절량부가 서로 역위장으로 전통할 때 의 노드에 대응하는 장기 지지범의 부위를 장기 기판에 접속하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치

제 6 항 또는 제 7 항에 있어서, 심기 제 2 질량부는 생기 제 1 질량부의 Y축방향의 양측에 위치하며, 상 기 제 1 및 제 2 질량부는 Y축방향으로 변위가능한 제 1 및 제 2 질량부 지지방을 통하며 상기 지지밤에 각각 연결되는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치.

장구망 3 기판과, 상기 기판으로부터 이격되어 기판과 대형하며, X축, Y축 및 Z축방향의 3개의 직교하는 축방향증 메서 X축방향으로 진동할 수 있는 제 1 절량부와, 상기 제 1 절량부를 사이에두고 상기 제 1 절량부의 Y 축방향의 양측에 형성되며 X축방향으로 진동할 수 있는 제 2 절량부를 사이에두고 상기 제 1 절량부와 제 2 절량부 사이에 위치하며 상기 제 1 절량부를 둘러싸는 제 3 절량부와, 상기 제 2 절량부를 둘러싸는 제 4 절량부 와 사이에 위치하여 상기 제 1 절량부를 들러싸는 제 3 절량부와, 상기 제 2 절량부를 들러싸는 제 4 절량부을 사로 X 축방향으로 변위가능하게 연결하는 지지임과, 상기 지지임에 대하여 상기 제 3 절량부를 연결하는 연결부 와 상기 제 3 절량부에 가장기 제 1 절량부를 V축방향으로 변위가능하게 연결하는 제 1 절량부 제지임과, 상기 제 4 절량부에 제 2 절량부를 V축방향으로 변위가능하게 연결하는 장기 제 2 절량부 제지임과, 상기 기판과 삼기 지지임 사이에 형성되며 또한 상기 지지임을 상기 기판에 접속하는 고정부와, 상기 제 1 및 제 2 절량부에 각숙도 또는 가속도가 작용할 때에 상기 제 1 및 제 2 절량부의 사축방향으로의 변위량을 검찰하는 외력 검찰기를 포함하며, 상기 제 1 및 제 3 질량부와 제 2 및 제 4 질량부는 서로 역위상으로 진동하는 것을 특장으로 하는 외력 측정장치,

### 경구항 10

제 9 항에 있어서, 장기 고정부는 장기 제 1 및 제 3 질량부와 제 2 및 제 4 질량부가 서로 역위상으로 진통할 때의 노드에 대응하는 장기 지지받의 부위를 장기 기판에 접속하는 것을 특징으로 하는 외력 측정 장치

### 청구한미

제 기항, 제 2 항, 제 6 항 및 제 7 항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 외력 검출기는 적어도 상기 각 질 량부에 기해지는 각속도를 가속도로부터 분리하며 검출하기 위하여 상기 질량부가 서로 역위상으로 진동 하여 Y축방향으로 변위할 때의 각 질량부의 변위량을 합성하는 것을 특징으로 하는 외력 출정장치

### 청구항 12

제 8 항에 있어서, 상기 외력 검출기는 상기 제 1 질량부와 제 2 질량부 사이에 위치하며 또한 상기 기판에 형성된 고정축 검출전국과 상기 제 1 질량부에 형성되며 또한 V축방향으로 상기 고정축 검출전국과 이격되어 대항하는 제 1 가동축 검출전국과 상기 제 2 질량부에 형성되며 또한 V축방향으로 상기 고정축 검출전국과 이격되어 대항하는 제 2 가동축 검출전국을 포함하며, 상기 외력 검출기는 상기 고정축 검출전국에 대한 상기 제 1 및 제 2 가동축 검출전국의 변위량을 정전용량의 변화로서 병렬로 검출하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치

### 청구항 13

제 6 항, 제 7 항, 제 9 항 및 제체D 항 중의 머느 한 항에 있어서, 상기 외력 검출기는 서로 역위상으로 진동하는 상기 제 1 및 제 2 결량부중의 하나인 제 1 절량부가 사축방향으로 변위할 때의 변위량을 검출하는 제 1 변위량 검출부와, 상기 제 2 절량부가 사축방향으로 변위할 때의 변위량을 검출하는 제 2 변위량 검출부와, 상기 제 1 및 제 2 변위량 검출부에 의하며 검출한 변위량을 사용하며 각속도와 가속도를 개별적으로 면산하는 외력 면산부를 포함하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치

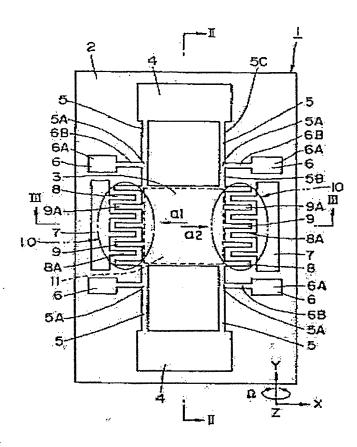
### 청구항 14

제 한행, 제 2 항, 제 6 항 및 제 7 항 중의 어느 한 항에 있어서, 장기 외력 검출기는 장기 기관상에 고

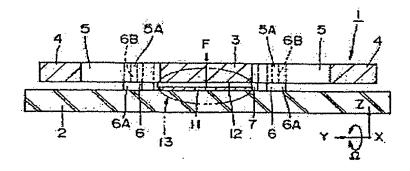
정하며 형성되며 복수의 전국이 인터디지탈패턴으로 형성된 고정혹 검출전국과, 삼기 질량부에 형성되며 또한 상기 각 고정혹 검출전국의 복수의 전국으로부터 V축방향으로 스페이스를 두어 미격하며 인터디지탈 결합하는 복수의 전국판을 갖는 기통촉 검출전국을 포함하며, 상기 외력 검출기는 상기 고정촉 검출전국 과 가동촉 검출전국 사이의 정전용량의 변화를 상기 질량부의 변위량으로서 검출하는 것을 특징으로 하는 외력 측정장치.

左段

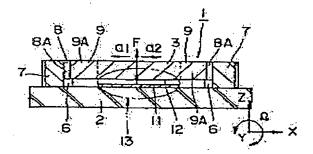
<u> 581</u>



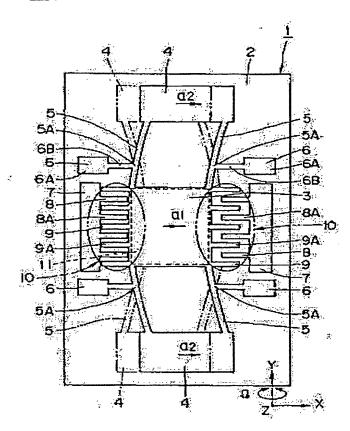
*£82* 



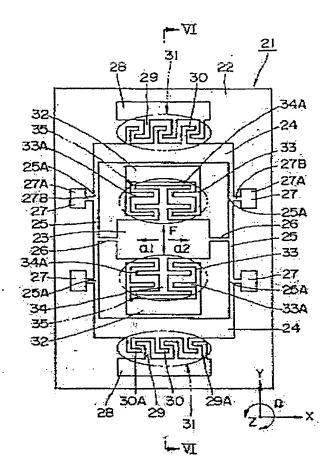
*도醛3* 



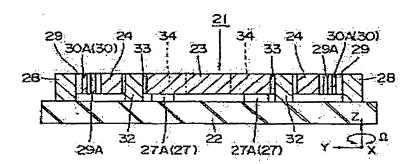
<u>C</u>94



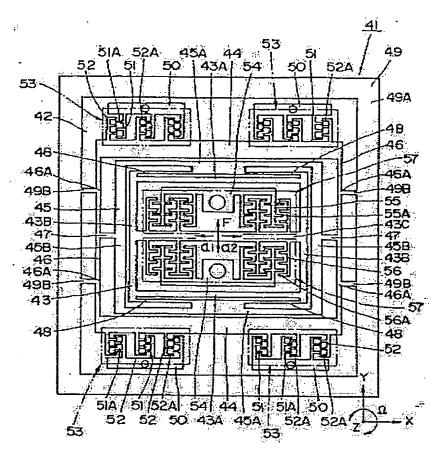
*<u><u>⊆</u>B*5</u>

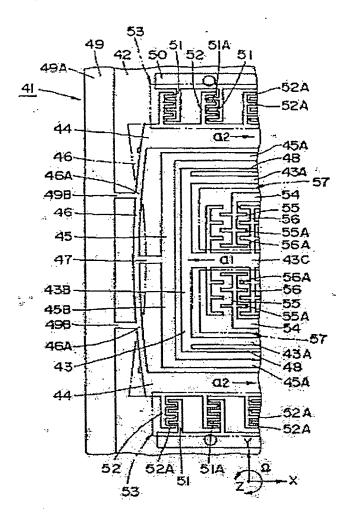


*도色*8

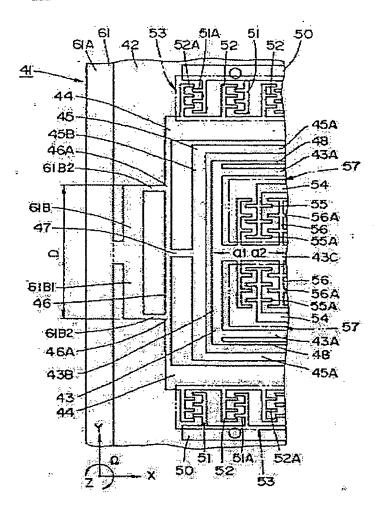


*527* 

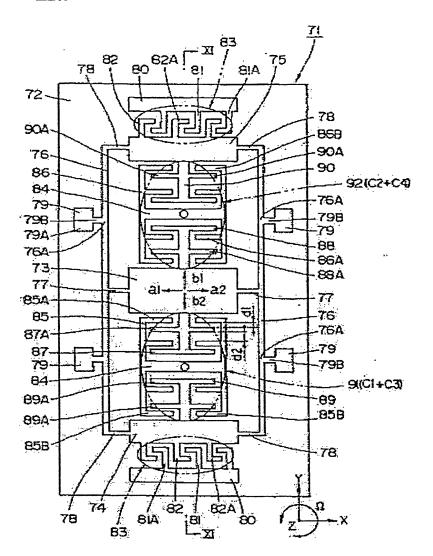




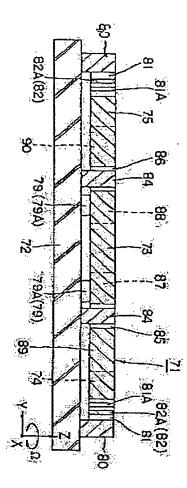
CP8



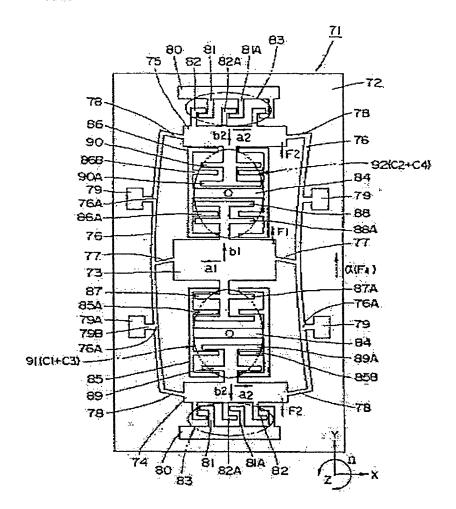
£₽10

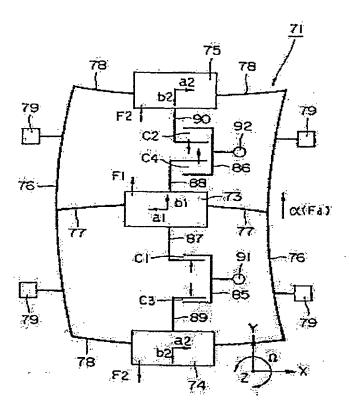


£811

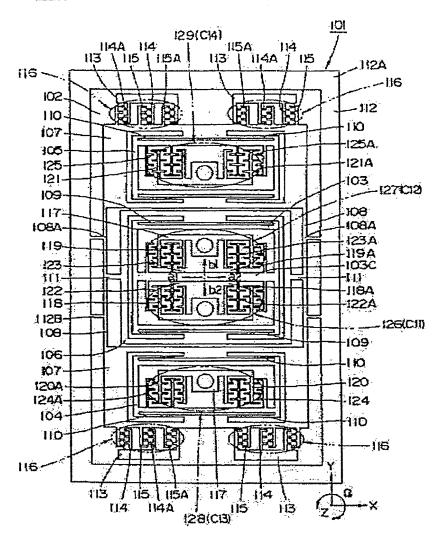


*<u> 5012</u>* 

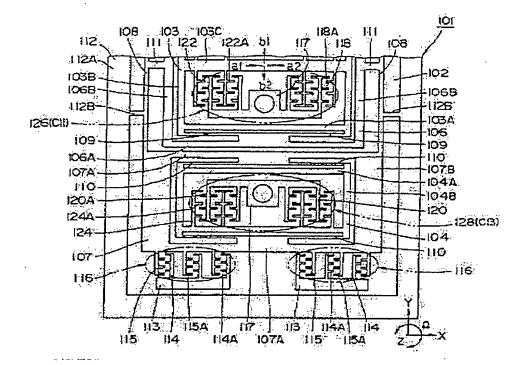




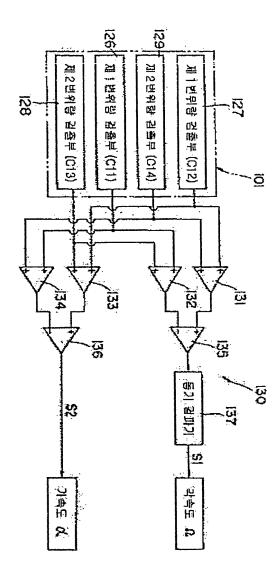
### <u> 5014</u>



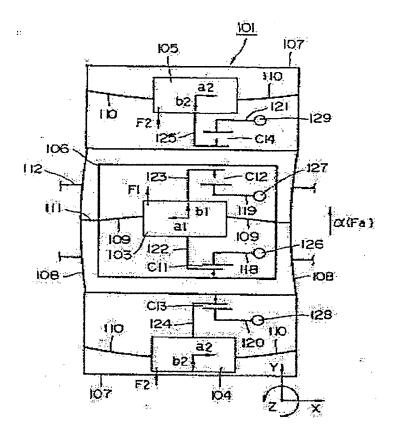
£#15



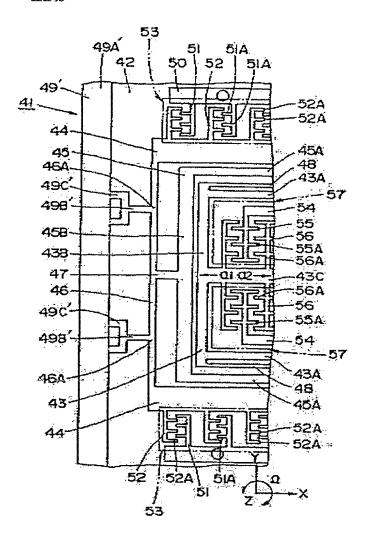
## **<u>5</u>210**



£**2**97



**SE** 18



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)